

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ELECTROQUIMICA



# "SENSIBILIZACION DE TIO₂ NANOPARTICULADO CON AgI PARA EL DESARROLLO DE CELDAS FOTOVOLTAICAS TIPO GRÄTZEL"

**TESIS PRESENTADA POR:** 

# I.Q. GRISELDA SOLÓRZANO SOTO

PARA OBTENER EL GRADO DE:

**MAESTRÍA EN ELECTROQUÍMICA** 

**JULIO**, 2011

## Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica

**REALIZADO POR:** 

### I.Q Griselda Solórzano Soto

**DIRIGIDA POR** 

### Dr. Juan Manríquez Rocha

### SINODALES

Dr. Luis Arturo Godínez Mora-Tovar Presidente

Firma

Dr. Luis Antonio Ortiz Frade Secretario

**Dr. Juan Manríquez Rocha** Vocal

Firma

Firma

### RESUMEN

La energía solar es un recurso renovable sub-aprovechado en México para la generación de electricidad, a pesar de que se cuenta con altos niveles de irradiancia solar anual. La República Mexicana es también uno de los principales productores de plata en el mundo. Por lo tanto, la construcción de celdas solares fotovoltaicas que empleen la riqueza solar y mineral con la que cuenta nuestro país, podría ser una actividad tecnológica muy atractiva. En este trabajo de investigación se tuvo como finalidad, el diseño, construcción y evaluación de una celda solar fotovoltaica conformada por electrodos nanoparticulados de TiO<sub>2</sub> sensibilizados con Agl.

En el Capítulo I se hace referencia a los fundamentos teóricos de los materiales semiconductores nanoparticulados, necesarios para la compresión de los fenómenos de transferencia electrónica y de masa que tendrían lugar en los dispositivos fotovoltaico diseñados. En este contexto se explican también algunos conceptos básicos de la ingeniería solar, relacionada a la conversión de energía luminosa en electricidad empleando celdas fotovoltaicas.

En el Capítulo II se abordó la obtención y caracterización de los componentes necesarios para la construcción de la celda solar sensibilizada, tales como AgI en polvo, electrodos semiconductores de TiO<sub>2</sub>/AgI y contraelectrodos modificados con óxidos de platino.

En el Capítulo III finalmente se describe la metodología para el ensamblado de las celdas solares sensibilizadas con los fotoánodos de TiO<sub>2</sub>/Agl recién preparados. Asimismo, se muestran y discuten los resultados obtenidos en cuanto a la evaluación fotovoltaica de estos dispositivos bajo luz solar simulada.

### ABSTRACT

Despite the high levels of the annual irradiance, solar energy is considered in Mexico a less-utilized resource for the electricity generation. On the other hand, Mexico is considered as one of the worldwide producers of silver. Therefore, the photovoltaic solar cells construction for utilizing the solar and mineral wealth of our country could be a very attractive technological activity. In this work, the design, the construction and the performance evaluation of a photovoltaic solar cell assembled with Agl-sensitized nanoparticulate-TiO<sub>2</sub> electrodes was carried out.

To understand the electron and mass transfer processes that occur in the photovoltaic devices here studied, the nanostructured semiconductor materials basics are discussed in Chapter I. The solar engineering fundamentals are presented in this context from a point of view that considers the photovoltaic cells operation and the light conversion into electricity.

Synthesis and characterization of materials such as AgI powder, TiO2/AgI semiconductor electrodes and oxide platinum-modified electrodes, were described in Chapter II in order to explain how the sensitized solar cell was constructed.

Methodology for assembling the sensitized solar cells employing newly prepared TiO<sub>2</sub>/AgI photoanodes, is presented in Chapter III. Performance data extracted from the photovoltaic response obtained for these devices under simulated solar light illumination were also shown and discussed in this section.



Este trabajo fue realizado en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ), bajo la dirección del Dr. Juan Manríquez Rocha Con todo mi amor a mis padres (Ricardo Solórzano y Leticia Soto)

# **Agradecimientos**

A Dios por permitirme llegar a este momento tan importante en mi vida y darme la oportunidad de finalizar un logro más.

A mis padres Ricardo y Leticia, por su apoyo incondicional, he logrado cumplir con cada una de mis metas, además de ser un ejemplo de fortaleza para mi GRACIAS.

A mis hermanos, Erika, Ricardo y Alejandro<sup>†</sup>, gracias por su apoyo, a mis sobrinos con todo cariño: Luis Ángel y Alejandro.

A mi Pao por darme las fuerzas necesarias para concluir este trabajo.

A mis amigos Ana Isabel y Happy Feet, que estuvieron conmigo durante toda esta etapa, y a todos aquellos que me dejaron sentir calor de hogar al estar lejos de casa.

Al Dr. Juan Manríquez Rocha, asesor de esta tesis a quien admiro por su inteligencia y sus conocimientos agradezco por su guía, apoyo, paciencia y por atender cada una de mis dudas en todo momento.

A mis amigos y compañeros de laboratorio, por todo el apoyo otorgado y los buenos ratos que me regalaron.

A CIDETEQ por la oportunidad de realizar este trabajo y a CONACyT por la beca otorgada durante la realización de este proyecto

### CONTENIDO

	Pág
INTRODUCCIÓN GENERAL Y JUSTIFICACIÓN	1
INTRODUCCIÓN GENERAL	2
JUSTIFICACIÓN	3
CAPÍTULO I	4
Generalidades Sobre Las Propiedades Ópticas De Los	
Óxidos Semiconductores Y De Las Celdas Solares Fotovoltaicas	
1. SEMICONDUCTORES MÁSICOS Y NANOPARTICULADOS	5
1.1. Bordes de banda prohibida y potencial de banda plana	5
1.2. Región de carga espacial y doblamiento de bandas	7
1.3. Absorción de luz y separación de carga	10
1.4. Electrodos semiconductores nanoparticulados	13
1.5. Técnicas de preparación de electrodos nanoestructurados de TiO <sub>2</sub>	14
2. FUNDAMENTOS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA POR CELDAS	16
FOTOVOLTAICAS	
2.1. Irradiación solar y disponibilidad de energía solar	16
2.2. Desempeño de celdas fotovoltaicas de conversión de energía solar	18
2.3. Fundamentos teóricos del sensibilizado de celdas	20
2.4. Principio de operación de una celda solar sensibilizada con tintes	21
2.5. Celdas solares sensibilizadas con semiconductores	24
2.6. Agl como sensibilizador de TiO <sub>2</sub>	30
3. MOTIVACION DEL PROYECTO	31
OBJETIVOS E HIPOTESIS	33
OBJETIVO GENERAL	34
OBJETIVOS PARTICULARES	34

HIPÓTESIS	35
CAPÍTULO II	36
Construcción Y Evaluación Preliminar De Celdas	
Grätzel Empleando Electrodos De TiO2/Agl	
1. CONSTRUCCIÓN DEL FOTOÁNODO	37
1.1. Sintesis de polvo nanoparticulado de TiO <sub>2</sub> /Agl	37
<ul> <li>1.2. Estimación de la constante termodinámica de formación del polvo nanoparticulado de TiO<sub>2</sub>/Ag</li> <li>1.2.1. Diagrama de zonas de predominio para mezcla 2</li> </ul>	38 38
<ul> <li>1.2.2. Calculo de las constantes de formación de Agl en presencia de TiO<sub>2</sub> al adicionar la mezcla 2 a la mezcla 1</li> <li>1.3. Obtención de películas de TiO<sub>2</sub>/Agl sobre electrodos ópticamente transparentes (OTE)</li> <li>2. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES DE ELECTRODO</li> </ul>	39 42 43
2.1. Espectroscopia UV-Vis	43
2.2. Difracción de rayos X (DRX)	44
2.3. Microscopía electrónica de barrido (SEM)	46
2.4. Reproducibilidad y estructura de las películas	48
2.5. Respuesta electroquímica de las películas	50
3. CONCLUSIONES PRELIMINARES	52
CAPÍTULO III	53
Construcción Y Evaluación Preliminar De Celdas Grätzel Empleando	
Electrodos De TiO2/Agl	
1. CONSTRUCCIÓN DE CELDAS FOTOVOLTAICAS CON BASE EN	54
ELECTRODOS DE TiO <sub>2</sub> /Agl	
1.2 Respuesta fotovoltaica de las fotoceldas	55
1.3 Inhibición de la reacción de secuestro de carga fotogenerada en los fotoánodos de TiO <sub>2</sub> /Agl	58
1.4 Efecto del TiO <sub>2</sub> en la fotoestabilización del Agl	62
2. CONCLUSIONES PRELIMINARES	63
CONCLUSIONES GENERALES Y PERSPECTIVAS A FUTURO	64

1. Conclusiones generales	65
2. Perspectivas a futuro	66
ANEXOS	67
Yoduro de plata y técnicas empleadas	
1. Yoduro de plata	68
2. Técnicas empleadas	69
3. TÉCNICAS ÓPTICAS	69
3.1. Difracción de Rayos X (XRD)	69
4. TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS	70
4.1. Voltamperometria Cíclica (CV)	70
4.2. Espectroscopia de impedencia electroquímica (EIS)	73
5. TÉCNICAS DE IMÁGEN	74
5.1. Microscopía de Barrido Electrónico (SEM)	74
6. Perfilometria	76
REFERENCIAS	77
REFERENCIAS	78

		i ug
1.	Posiciones de las bandas de conducción y de valencia para Ta2O5, Nb2O5, ZnO, TiO2, SnO2, CdS y, PbS. Las energías de bandgan son incluidas	5
2.	Formación de la región de carga espacial en partículas semiconductoras tipo "n" (A) de tamaño submicrométrico y, (B) de tamaño nanométrico, ambas en equilibrio con una disolución electrolítica que contiene un par redox con nivel de Fermi denominado EF	9
3.	Diagramas de vector que muestran la estructura de banda para un óxido semiconductor tipo "n" con un bandgap Eg indirecto	11
4.	Depósito y distribución de una pasta de TiO <sub>2</sub> nanoparticulado sobre un substrato conductor	14
5.	El sinterizado de partículas de óxidos semiconductores es llevado a cabo vía termólisis de los grupos presentes en su superficie	14
6.	Procedimientos típicos de depósito de películas de TiO <sub>2</sub> sobre substratos conductores (A) spin coating (depósito por giro) y,(B) spray pyrolysis (depósito en aerosol y pirólisis)	15
7.	Ilustración esquemática del concepto AM (air mass).	16
8.	Espectro solar en condiciones AM1.5	17
9.	Concepto de irradiación solar global	18
10.	Forma idealizada de las curvas <i>j-E</i> para celdas fotovoltaicas	19
11.	Representación esquemática de la estructura y componentes de una celda solar sensibilizada con tintes (DSSC)	22
12.	Principio de trabajo de una celda solar sensibilizada con tintes	24
13.	Espectro de fotocorriente estacionaria de electrodos de TiO <sub>2</sub> sensibilizados con varios sulfuros semiconductores	25
14.	Espectro de fotocorriente estacionaria de electrodos de electrodos de TiO2 sensibilizados con puntos cuánticos de CdS cuyo tamaño fue ajustado en (a) 2.9 y (b) 1.9nm	27
15.	Posición relativa de las bandas de conducción y de valencia de TiO2, CdS y PbS	28
16.	Esquema de preparación de la superficie de OTE recubiertas	29
17.	Esquema de la inyección de carga fotogenerada	30
	<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> <li>7.</li> <li>8.</li> <li>9.</li> <li>10.</li> <li>11.</li> <li>12.</li> <li>13.</li> <li>14.</li> <li>15.</li> <li>16.</li> <li>17.</li> </ol>	<ol> <li>Posiciones de las bandas de conducción y de valencia para Ta2O5, Nb2O5, ZnO, TiO2, SnO2, CdS y, PbS. Las energías de bandgap son incluidas</li> <li>Formación de la región de carga espacial en partículas semiconductoras tipo "n" (A) de tamaño submicrométrico y, (B) de tamaño nanométrico, ambas en equilibrio con una disolución electrolítica que contiene un par redox con nivel de Fermi denominado EF</li> <li>Diagramas de vector que muestran la estructura de banda para un óxido semiconductor tipo "n" con un bandgap Eg indirecto</li> <li>Depósito y distribución de una pasta de TiO<sub>2</sub> nanoparticulado sobre un substrato conductor</li> <li>El sinterizado de partículas de óxidos semiconductores es llevado a cabo vía termólisis de los grupos presentes en su superficie</li> <li>Procedimientos típicos de depósito de películas de TiO<sub>2</sub> sobre substratos conductores (A) spin coating (depósito por giro) y,(B) spray pyrolysis (depósito en aerosol y pirólisis)</li> <li>Ilustración esquemática del concepto AM (<i>air mass</i>).</li> <li>Espectro solar en condiciones AM1.5</li> <li>Concepto de irradiación solar global</li> <li>Forma idealizada de las curvas <i>j-E</i> para celdas fotovoltaicas</li> <li>Representación esquemática de la estructura y componentes de una celda solar sensibilizada con tintes (DSSC)</li> <li>Principio de trabajo de una celda solar sensibilizada con tintes</li> <li>Espectro de fotocorriente estacionaria de electrodos de TiO<sub>2</sub> sensibilizados con varios sulfuros semiconductores</li> <li>Espectro de fotocorriente estacionaria de electrodos de electrodos de TiO<sub>2</sub> sensibilizados con puntos cuánticos de cdS cuyo tamaño fue ajustado en (a) 2.9 y (b) 1.9nm</li> <li>Posicion relativa de las bandas de conducción y de valencia de TiO2, CdS y PbS</li> <li>Esquema de la inyección de carga fotogenerada</li> </ol>

Pág

Figura 18.	Espectro de absorción reportado para polvos nanoparticulado 31		
Figura 19.	Polvo de TiO <sub>2</sub> /Agl obtenido por precipitado de Agl en	37	
Figura 20.	presencia de TiO2 nanoparticulado Diagrama de zona de predominio construido para la mezcla 2 en equilibrio a 25°C (fuerza iónica = 0.54)		
Figura 21.	Distribucion de especies superficiales sobre TiO <sub>2</sub> P25 coloidal en medio acuoso, donde pHpzc indica el pH correspondiente al potencial de cero carga de su superficie	39	
Figura 22.	Peliculas de TiO <sub>2</sub> /Agl preparadas sobre OTE mediante la metodología de blade	42	
Figura 23.	Espectros de absorción UV-Vis obtenidos en modo de reflectancia difusa para películas TiO2/AgI (A) y TiO2 (B)	43	
Figura 24.	Difractogramas de rayos X de los sistemas OTE, OTE/TiO <sub>2</sub> (B), OTE/TiO <sub>2</sub> /Agl (C) y OTE/Agl (D) sinterizados a 450°C	46	
Figura 25.	Imágenes de SEM y mapeos de energía dispersiva	47	
Figura 26.	Representacion esquematica del sistema OTE/TiO <sub>2</sub> /Agl	49	
Figura 27.	Respuesta voltamperometrica para los sistemas (A) OTE, (B) OTE/TiO <sub>2</sub> y (C) OTE/TiO <sub>2</sub> /AgI	50	
Figura 28.	Esquematizacion de una celda Gratzel ensamblada	54	
Figura 29.	Curva de descarga para fotocelda ensambladas con electrodos de tipo (A) OTE/TiO <sub>2</sub> /AgI y (B) OTE/TiO <sub>2</sub>	55	
Figura 30.	Lámpara para simulación de iluminación policromática	56	
Figura 31.	Mecanismo de generación de fotocorriente para celdas fotovoltaicas sensibilizadas con Agl	57	
Figura 32.	Efecto negativo de la reacción de secuestro de electrones fotogenerados (e-) sobre la fotocorriente colectada en el circuito exterior	58	
Figura 33.	Espectros de Nyquist obtenidos a 25°C para electrod os de tipo OTE/TiO <sub>2</sub> /Agl con (B) y sin (A) tratamiento de PA	60	
Figura 34.	Curvas de descarga para fotoceldas ensambladas con	61	
Figura 35.	Curvas de descarga para celdas ensambladas con electrodos tipo (A) OTE/TiO2/Agl y (B) Ti/Agl	63	
Figura A-1	Estructuras cristalinas del Ágl: a) α-Agl y b) β-Agl	68	
Figura A-2	Esquema de los elementos de la Ley de Bragg	70	
Figura A-3	Representación gráfica de la perturbación impuesta en la técnica de voltamperometria cíclica	71	
Figura A-4	Representación de un voltamperograma cíclico para un sistema redox reversible	72	
Figura A-5.	Diagrama de Nyquist donde R <sub>s</sub> (resistencia del electrolito) y R <sub>tc</sub> (Resistencia a la transferencia de carga)	74	

Figura A-6.	5. Señales emitidas por un material bombardeado con un haz de		
	electrones e <sup>-</sup> .		
Figura A-7.	Esquema de función de un perfilometro	76	

	P	àg.
Tabla I.	Masa de TiO <sub>2</sub> depositada por unidad de área geométrica en el sistema OTE/TiO <sub>2</sub>	49
Tabla II.	Masa de TiO <sub>2</sub> •Agl depositada por unidad de área geométrica en el sistema OTE/TiO <sub>2</sub> /Agl	49
Tabla III.	Desempeño fotovoltaico de las fotoceldas ensambladas con electrodos tipo OTE/TiO <sub>2</sub> y OTE/TiO <sub>2</sub> /Agl	58
Tabla IV.	Desempeño fotovoltaico de las fotoceldas ensambladas con electrodos de tipo OTE/TiO <sub>2</sub> /Agl tratadas o no con AP	63

### ABREVIATURAS EMPLEADAS

AP	Ácido propiónico		
EDS	Espectroscopia de Energía Dispersiva de Rayos X (por sus siglas en		
	inglés Energy Dispersive x-ray Spectroscopy)		
E <sub>F</sub>	Nivel de Fermi		
E°	Potencial redox		
IPCE	Eficiencia de conversión del fotón incidente a corriente (por sus siglas		
	en inglés Incident-Photon-to-Current-Efficiency)		
OC	Circuito abierto (por sus siglas en inglés Open Circuit)		
OTE	Electrodo ópticamente transparente (por sus siglas en inglés		
	Optically transparent electrode)		
PC	Carbonato de Propileno (por sus siglas en inglés Carbonate		
	Propylene)		
SEM	Microscopia de barrido electrónico (por sus siglas en inglés Scanning		
	Electrode Microscopy)		
UV-Vis	Ultravioleta-visible		
VC	Voltamperometría cíclica		
XRD	Difracción de rayos X (por sus siglas en inglés X-Ray Diffraction)		

### **Constantes físicas fundamentales**

F	96500 [C/mol]	Constante de Faraday
Κ	1.318 x 10 <sup>-23</sup> [J/K]	Constante de Boltzman

### Parámetros físicoquímicos

$E_C$	[eV]	Energía de la banda de conducción
$E_c$	[eV]	Potencial de celda
$E_{g}$	[eV]	Banda prohibida o band gap

 $E_g$ [eV]Banda pronibida $E_{max}$ [V]Voltaje máximo

E <sub>oc</sub>	[V]	Potencial a circuito abierto
ff	[%]	Factor de llenado
Γ	[mol/cm <sup>2</sup> ]	Recubrimiento superficial
j	[µA/cm²]	Densidad de corriente
jsc	[µA/cm <sup>2</sup> ]	Corriente a corto circuito
n	[1]	Número de electrones transferidos
Ρ	[mW/cm <sup>2</sup> ]	Potencia de iluminación
η	[1]	Factor de rugosidad
θ	[°]	Ángulo de Bragg
λ	[nm]	Longitud de onda de los fotones incidentes
ξ	[%]	Eficiencia de conversión global de la celda solar



Introducción general y justificación

#### INTRODUCCIÓN GENERAL

Debido al agotamiento de las reservas de combustibles fósiles y a los daños medioambientales que se han generado en la última década, como consecuencia de su combustión inmoderada, el empleo de fuentes renovables de energía ha adquirido una importancia relevante y creciente día con día. Dicha situación, plantea la creación de comunidades sustentables cuyas fuentes energéticas sean amigables con el medio ambiente y económicamente productivos.

Por su extensión territorial y su posición geográfica, la República Mexicana ofrece condiciones favorables para el aprovechamiento de energías alternativas renovables tales como la solar, la eólica, la geotérmica y la hidráulica entre otras. Estas fuentes de energía son conocidas por su aplicabilidad en la generación de electricidad. Entre estas, las tecnologías fotovoltaicas destacan porque han sido ampliamente distribuidas en el planeta. Las celdas solares sensibilizadas o Grätzel por ejemplo, son dispositivos fotovoltaicos que constituyen una tecnología solar en vías de desarrollo. En consecuencia, nuevos materiales de electrodo son estudiados continuamente con la finalidad de obtener fotoceldas cada vez más eficientes.

La aplicación potencial de los recursos minero-metalúrgicos en ingeniería de celdas solares fotovoltaicas entre tanto, constituye un área de oportunidad que de ser explorada podría convertirse en una actividad muy atractiva. En este sentido, se contribuiría en la reactivación de una de las industrias más antiguas en México y en la formación de recursos humanos especializados en ingeniería solar.

#### JUSTIFICACION

Por su posición geográfica, México cuenta con un nivel de irradiación solar significativamente alta, ya que se encuentra localizado en la zona conocida como "cinturón solar". Específicamente, el valor de irradiancia solar terrestre directa promedio diaria alcanza los 5.8kWh/m<sup>2</sup>, constituyendo una fuente de energía prácticamente inagotable, que pudiera ser aprovechada en la generación de electricidad mediante el uso de dispositivos fotovoltaicos. La región centro de la República Mexicana por otro lado, tiene yacimientos argentíferos aun explotables, donde el Ag<sub>2</sub>S es considerado como la fuente principal de Ag metálica que pudiera a su vez ser transformada en productos secundarios como el Agl.

Las celdas solares sensibilizadas o Grätzel son dispositivos fotovoltaicos en vías de desarrollo. En este sentido, el Agl constituye un material de electrodo con propiedades semiconductoras sumamente atractivas para el diseño de este tipo de fotoceldas. Esto se debe a que posee un bandgap pequeño, requisito necesario para alcanzar su fotoexcitación con luz visible. Por lo tanto, en este trabajo de investigación se exploró el uso de electrodos nanoestructurados de TiO<sub>2</sub>/Agl como fotoánodos de celdas solares Grätzel.

# **CAPÍTULO I**



Generalidades sobre las propiedades ópticas de los óxidos semiconductores y de las celdas solares fotovoltaicas

#### 1. Semiconductores másicos y nanoparticulados

En este capítulo se expone una revisión de los conceptos teóricos que explican el comportamiento optoelectrónicode los materiales semiconductores nanoparticulados y de las celdas solares fotovoltaicas.

#### 1.1 Bordes de banda prohibida y potencial de banda plana

El conocimiento de los bordes de banda prohibida o *bandgap* y de los potenciales de banda plana  $E_{fb}$  es de importancia fundamental en el estudio de las interfases semiconductor-electrolito, ya que indican las limitaciones termodinámicas para los procesos que pudieran ser llevados a cabo con los portadores de carga fotogenerados [1]. En la literatura, es frecuente encontrar diagramas energéticos referidos a la composición química del medio electrolítico para diversos materiales semiconductores másicos (Figura 1) [2].



**Figura 1.** Posiciones de las bandas de conducción y de valencia (vs. ENH, *pH* 7)para Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, ZnO, TiO<sub>2</sub>, SnO<sub>2</sub>, CdS y, PbS (calculado).Las energías de *bandgap* son incluidas [2].

En el caso de semiconductores dopados el nivel de dopado  $N_D$  determina la posición del nivel de Fermi  $E_F$  así como también de los potenciales de banda plana  $E_{fb}$  que, para un semiconductor tipo "*n*" se expresa con la relación exponencial:

$$N_D = N_C \exp\left(\frac{E_{F,fb} - E_{BC}}{k_B T}\right)$$
(1)

donde  $E_{BC}$  es el potencial de banda de conducción y  $N_C$  es la densidad de estados energéticos en la banda de conducción [3].

Otro parámetro termodinámico que tiene gran influencia sobre la posición de los potenciales de banda plana en interfases de tipo óxido semiconductorelectrolito acuoso es el *pH*. Este fenómeno puede ser racionalizado con base en la existencia de equilibrios ácido-base entre los iones hidronio presentes en el medio acuoso, y la gran cantidad de grupos hidroxilo *M*-OH superficiales existentes en el óxido del metal M [4],

$$MOH + H_3O^+ = M(OH_2)^+ + H_2O \qquad pKa_+$$
 (2)

$$MOH + H_2O = MO^- + H_3O^+ \qquad pKa_-$$
 (3)

donde pHzcp es el punto isoeléctrico que a su vez está definido por [4]

$$pH_{ZCP} = \frac{1}{2} [pKa_{+} + pKa_{-}]$$
(4)

En semiconductores de óxido metálico,  $E_{fb}$  varía con el *pH* describiendo una relación de tipo Nernst expresada como sigue [5]

$$E_{fb} = E_{fb}^{0} + 2.303 \frac{RT}{F} (pH_{ZCP} - pH)$$
(5)

donde*R* es la constante de los gases, *F* la constante de Faraday,  $E_{fb}$ es el potencial de banda plana cuando la carga superficial del semiconductor es diferente de cero (es decir, la caída de potencial a través de la interfase $V_H$  es no

nula), y  $E_{fb}^{0}$  es el potencial de banda plana en el punto isoeléctrico (cuando  $V_{H} = 0$ ).

#### 1.2 Región de carga espacial y doblamiento de bandas

Los semiconductores másicos y nanoparticulados están hechos del mismo material, sin embargo la característica que distingue a estos últimos es el tamaño de las partículas que los conforman. Mientras que los semiconductores másicos están constituidos por partículas muy grandes (sub-micrométricas), los semiconductores nanoparticulados están formados por partículas con tamaño extremadamente pequeño (nanométrico).

En particular, los efectos provocados por partículas de tamaño cuántico (2-20 nm típicamente) en semiconductores nanoparticulados son de importancia fundamental ya que les confieren propiedades fisicoquímicas muy especiales. Por ejemplo, su estabilidad termodinámica a pesar de ser materiales que poseen áreas superficiales extremadamente grandes. En consecuencia, las propiedades electrónicas de las interfases formadas por semiconductores nanoparticulados y el medio electrolítico, difieren marcadamente de aquéllas exhibidas por interfases que involucran semiconductores másicos [1].

Cuando un semiconductor másico tipo "n" es puesto en contacto con un medio electrolítico, generalmente acuoso, los bordes de banda sufren un desplazamiento de posición. Esto se debe a que las diferencias de energía existentes entre los *niveles de Fermi* del semiconductor y del medio electrolítico provocan que los portadores de carga minoritarios (huecos) en el semiconductor sean desplazados hacia la superficie y, simultáneamente, los acarreadores de carga mayoritarios (electrones) son desplazados hacia el interior del material. Este proceso de separación de carga termina cuando la diferencia energética entre ambos niveles de Fermi se vuelve nula, estableciéndose un nuevo estado de

equilibrio caracterizado por una *región de carga espacial* formada en la zona de contacto del semiconductor con el electrolito (Figura 2A).

Esta capa de carga espacial está asociada a un campo eléctrico generado como función de la diferencia de potencial entre la superficie y el interior del material. Como resultado, se presenta el *doblamiento de bandas* muy cerca de la superficie del semiconductor.

El escenario es muy diferente para un semiconductor formado por partículas de tamaño nanométrico. Las diferencias en propiedades electrónicas que existen entre semiconductores másicos y nanoparticulados puede ser descrita asumiendo que el potencial del lado del semiconductor se distribuye homogéneamente (Figura 2B). El tratamiento matemático para el estudio de dicha distribución de potencial ha sido reportado por Albery y Bartlett [6], con base en una linearización de la ecuación de Poisson-Boltzmann. Sus resultados indicaron que la diferencia de potencial entre el centro de una partícula semiconductora (r = 0) y una distancia r sigue la relación [1]

$$\Delta\phi_0 = \frac{k_B T}{6e_0} \left[ \frac{r - (r_0 - w)}{L_D} \right]^2 \left[ 1 + \frac{2(r_0 - w)}{r} \right]$$
(6)

donde $\Delta \phi_0$  es la caída de potencial en la región de carga espacial *w*,  $k_B$  es la constante de Boltzmann,  $r_0$  es el radio de la partícula, *r* es una distancia medida a partir del centro de la partícula, *T* es la temperatura absoluta,  $e_0$  es la carga fundamental y,  $L_D$  es la longitud externa de Debye que depende no sólo de la densidad de dopantes  $N_D$  sino también de la constante dieléctrica del semiconductor  $\varepsilon$ , tal como se indica [1]

$$L_D = \left(\frac{\varepsilon \varepsilon_0 k_B T}{2e_0^2 N_D}\right)^{1/2} \tag{7}$$

donde  $\varepsilon_0$  es la permitividad del vacío.

Dos casos límite pueden ser obtenidos de la Ecuación 6. Para partículas muy grandes (semiconductor másico), la caída de potencial dentro de cada una de estas es expresada por la siguiente ecuación, [1]

$$\Delta \phi_0 = \frac{k_B T}{2e_0} \left(\frac{w}{L_D}\right)^2 \tag{8}$$

mientras que para partículas muy pequeñas (semiconductor nanoparticulado) la expresión de la caída de potencial por partícula se convierte en [1]

$$\Delta\phi_0 = \frac{k_B T}{6e_0} \left(\frac{r_0}{L_D}\right)^2 \tag{9}$$

donde se puede observar que la contribución de la carga espacial ya no es un parámetro significativo como en la Ecuación 8.



**Figura 2.** Formación de la región de carga espacial en partículas semiconductoras tipo "*n*" (A) de tamaño submicrométrico y, (B) de tamaño nanométrico, ambas en equilibrio con una disolución electrolítica que contiene un par redox con nivel de Fermi denominado  $E_F$ .La partícula pequeña prácticamente carece de acarreadores de carga,por lo tanto, su nivel de Fermi es localizado aproximadamente a la mitaddel bandgap y el doblamiento de bandas es despreciable.

De acuerdo con los conceptos descritos [3], para un semiconductor tipo "n" el potencial de banda plana  $E_{fb}$  es definido como idéntico al valor del potencial de

banda de conducción cuando la caída de potencial en la región espacial es nula  $\Delta \phi_0 = 0$ , en otras palabras, cuando la región de doblamiento de bandas no existe (Figura 2).

#### 1.3 Absorción de luz y separación de carga

Los semiconductores pueden absorber luz si los fotones con los que interactúan poseen una longitud de onda menor a la longitud de onda de umbral  $\lambda_g$ . Así,  $\lambda_g$  puede ser relacionada con la energía del bandgap del material mediante la expresión [1]

$$\lambda_{g} = \frac{1240eV \cdot nm}{\left(E_{g}/eV\right)} \tag{10}$$

Simultáneamente, dentro del semiconductor la extinción de luz sigue la ley exponencial [1]

$$I_{\lambda} = I_{0,\lambda} \exp(-\alpha_{\lambda}L) \tag{11}$$

donde *L* es la distancia de penetración de la luz y  $\alpha$  es el recíproco de la longitud de absorción. Los parámetros  $I_0$  e *I* son las intensidades luminosas antes y después de que la radiación se haya transmitido a través del material, respectivamente.

Cerca del umbral, el valor de  $\alpha$  se incrementa como función de la energía hv de los fotones. Frecuentemente, este fenómeno es descrito por la igualdad

$$\alpha hv = const \left( hv - E_g \right)^n \tag{12}$$

donde el exponente n = 0.5 implica una transición cuántica directa y n = 2 implica una transición indirecta. El tipo de transición que se presenta es determinada por la energía de vibración característica de la red cristalina  $E_p$ .La Figura 3 ejemplifica cada uno de los tipos de transición mencionados.

Avances recientes sobre la respuesta fotoelectroquímica de películas pasivas semiconductoras, indican que los valores energéticos de las bandas prohibidas  $E_g$ 

en óxidos cristalinos puros pueden ser relacionados teóricamente a la diferencia de electronegatividades en la escala de Pauling para el catión metálico  $\chi_M$  y el oxígeno  $\chi_O$ , mediante las dos expresiones cuadráticas [7]

$$E_{e}(eV) = 1.35(\chi_{M} - \chi_{O})^{2} - 1.49$$
(13)

$$E_{g}(eV) = 2.17(\chi_{M} - \chi_{O})^{2} - 2.71$$
(14)

para óxidos de metal tipo d (13) y óxidos del metal tipo sp (14), donde  $\chi_M$  depende del estado de oxidación del catión metálico.

Sin embargo, la absorción de luz es fuertemente dependiente del tamaño de partícula en semiconductores constituidos por nanopartículas. La cuantización de tales procesos tiene como consecuencia principal el aumento del bandgap a medida que el diámetro de partícula disminuye. De acuerdo con reportes publicados por Brus [8], la energía del primer estado excitado (equivalente al bandgap) de un clúster conformado por un número limitado de átomos del material semiconductor está aproximadamente dada por la expresión



**Figura 3.** Diagramas de vector que muestran la estructura de banda para un óxido semiconductor tipo "*n*" con un bandgap  $E_g$  indirecto. En un óxido puro tipo *sp* con fórmula mínima MO<sub>2</sub>, el valor de  $E_g$  corresponde a la diferencia de energía entre los orbitales *p* llenos en el oxígeno (O) y los orbitales *p* vacíos del metal (M) [2,7].

$$E_{g}(r_{0}) = E_{g}(r_{0} \to \infty) + \frac{h^{2}\pi^{2}}{2r_{0}^{2}} \left[ \frac{1}{m_{e^{-}}} + \frac{1}{m_{h^{+}}} \right] - \frac{1.8e^{2}}{\varepsilon r_{0}}$$
(15)

donde $r_0$  es el radio del clúster o partícula, mientras que  $m_{e^-}$  y  $m_{h^+}$  son las masas efectivas de los portadores de carga, electrones y huecos, característicos de cada material, respectivamente. El primer término de esta ecuación corresponde al bandgap del semiconductor másico, el segundo término corresponde a la suma de las energías de confinamiento para el electrón y el hueco, mientras que el último sumando corresponde a la energía de interacción coulombiana partícula-partícula.

Una inspección minuciosa de la Ecuación 15 sugiere que, mientras el término de confinamiento desplazaría el valor másico de bandgap hacia valores más pequeños a medida que el radio de partícula disminuye, el termino coulómbico lo desplazaría hacia valores mayores. Los resultados experimentales indican que el valor del bandgap de un semiconductor nanopartículado siempre incrementa a medida que  $r_0$  dismionuye, indicando claramente que el efecto de cuantización tiene mayor ponderación [8].

Simultáneo a la absorción de luz, el proceso de separación de carga es el evento de mayor importancia en áreas de estudio como la fotocatálisis y la fotoluminiscencia, entre otras. Tal como se mencionó anteriormente, las interfases semiconductor másico-electrolito llegan a establecer un equilibrio termodinámico en ausencia de iluminación. Luego, el campo eléctrico local presente en la capa de carga espacial da lugar, en combinación con el proceso de absorción de fotones, a otro evento de separación de carga que produce pares electrón-hueco.

Para los materiales tipo "*n*", los electrones, que son los portadores de carga mayoritarios, son guiados hacia el interior del semiconductor a causa del campo eléctrico, dejando atrás huecos que provocan un exceso de carga positiva en otra zona de la superficie de las partículas.

En el caso de semiconductores nanoparticulados, la región de carga espacial es tan limitada que el campo eléctrico interior es muy débil como para promover la separación de cargas. Por lo tanto, la formación de estos pares electrón-hueco 12

ocurre principalmente vía difusión aleatoria de los electrones a través de las partículas. De esta manera, el parámetro que permite entender dicho evento es el *tiempo promedio de transito* $\tau_d$  que puede ser estimado a partir de la siguiente ecuación [1] donde  $D_n$  es el coeficiente de difusión de los electrones en el medio.

$$\tau_n = \frac{r_0^2}{\pi^2 D_n}$$
(16)

#### 1.4 Electrodos semiconductores nanoparticulados

Con la finalidad de aprovechar las propiedades cuánticas de las partículas semiconductoras de tamaño nanométrico en procesos fotoconducidos, la síntesis de electrodos nanocristalinos a base de estos materiales ha sido la ruta más empleada y exitosa en los últimos años. Esto se debe en buena medida a que tales superficies poseen una alta porosidad (factor de rugosidad de ~ $10^3$ , porosidad del 50%, tamaño de poro nanométrico entre 2 y 20 nm) y gran estabilidad aún en condiciones químicas muy agresivas.

El dióxido de titanio TiO<sub>2</sub> es probablemente el óxido semiconductor más empleado como material para aplicaciones fotocatalíticas [9] y fotovoltaicas [10]. Por consiguiente, un esfuerzo importante de las investigaciones se ha dirigido a mejorar sus propiedades fotofísicas usando diferentes aproximaciones, tales como la modificación de las condiciones de su preparación [11], modificación superficial y optimización del tamaño de partícula y densidad de dopado [12].

#### 1.5 Técnicas de preparación de electrodos nanoestructurados de TiO<sub>2</sub>

La preparación de películas altamente porosas de TiO<sub>2</sub> ha sido descrita en detalle [13,14]. La ruta más sencilla de preparación (Figura 4) consiste en extender una pasta de TiO<sub>2</sub>nanoparticulado sobre un soporte de vidrio conductor y ópticamente transparente. Luego, las películas son sinterizadas en aire a 350-

450℃ no solo para mejorar el contacto eléctrico en tre partículas y el substrato, sino también para proporcionar resistencia mecánica a las películas (Figura 5).



**Figura 4.** Depósito y distribución de una pasta de TiO<sub>2</sub>nanoparticulado sobre un substrato conductor. El movimiento horizontal rápido (siguiendo el sentido de la flecha) de una varilla de vidrio formará una película uniforme. Tomada y modificada de [13].



**Figura 5.** El sinterizado de partículas de óxidos semiconductores es llevado a cabo vía termólisis de los grupos presentes en su superficie. Particularmente para  $TiO_2$  puro, los grupos superficiales son OH. Tomada y modificada de [14].

Otra ruta viable para la síntesis de estos electrodos consiste en distribuir homogéneamente sobre vidrios conductores, una disolución que contiene típicamente isopropóxido de titanio como precursor del TiO<sub>2</sub>. Esto se logra vía *dipcoating* o inmersión directa del substrato en la disolución que contiene el alcoóxido de titanio. Posteriormente, las películas de óxido se sinterizan vía calentamiento en un horno de microondas que permita controlar la potencia de la radiación [15]. Otras metodologías muy populares y relacionadas a la anterior, son las técnicas de *spin coating*(depósito por giro) y de *spray pyrolysis* (depósito en aerosol y pirólisis) [16].La primera ruta (Figura 6A) consiste básicamente en adicionar gota a gota una suspensión coloidal de TiO<sub>2</sub> nanoparticulado a un vidrio conductor cuando éste se encuentra girando. La película así formada se deja secar en ausencia de giro y se le proporciona tratamiento térmico por corto tiempo (pre-sinterizado) en función del número de capas deseadas (apilamiento).

Finalmente, se aplica un tratamiento térmico por un tiempo más largo (sinterizado) a la película que tendrá el grosor necesario. En cuanto al segundo protocolo (Figura 6B), la diferencia con el método anterior radica en que la suspensión coloidal es aplicada a la superficie del substrato en forma de aerosol (*spray*), y el sinterizado se lleva a cabo en ausencia de oxígeno (*pyrolysis*). El procedimiento puede ser repetido varias veces hasta obtener el grosor de película adecuado (apilamiento).



**Figura 6.** Procedimientos típicos de depósito de películas de TiO<sub>2</sub> sobre substratos conductores (A) s*pin coating* (depósito por giro) y,(B) s*pray pyrolysis* (depósito en aerosol y pirólisis). Tomada y modificada de [16].

#### 2. Fundamentos de conversión de energía por celdas fotovoltaicas

#### 2.1 Irradiación solar y disponibilidad de energía solar

La intensidad de la radiación solar medida en la parte superior de la atmósfera terrestre es de aproximadamente 1353 kW/m<sup>2</sup>, un número conocido como la *constante solar* que, aunque llega a la Tierra emitida desde la fotosfera del Sol, luce como la distribución espectral de la emisión radiante de un cuerpo negro a una temperatura de 5800 K [23]. Bajo estas consideraciones, la irradiación solar es referida a un espectro AM (Ecuación 18) que caracteriza el ángulo de incidencia de la luz solar  $\phi$  con respecto a la normal (zenit) de la superficie terrestre [24]

$$AM = \frac{1}{\cos\phi} \tag{18}$$



Figura 7. Ilustración esquemática del concepto AM (air mass).



**Figura 8.** Espectro solar en condiciones AM1.5. Las irregularidades en el espectro se deben a la absorción de fotones con energía específica por las moléculas que constituyen el aire [24].

Al pasar a través de la atmósfera terrestre la radiación solar incidente o AMO (Figura 8) es atenuada por la dispersión de aerosoles y partículas suspendidas, o bien por absorción de las moléculas que constituyen los gases de efecto invernadero (GEI), en particular  $O_2$ ,  $O_3$ , vapor de  $H_2O$  y  $CO_2$ .

Para una incidencia normal o AM1 ( $\phi$ = 0°) la densidad de potencia solar es reducida a 925 W/m<sup>2</sup> mientras que para AM1.5 ( $\phi$  = 45°), la densidad de potencia es de sólo 844 W/m<sup>2</sup> (Figura 9). Este tipo de irradiación es llamada *directa* porque contempla la radiación que proviene idealmente en línea recta desde el Sol, no obstante, en tecnología solar es común tomar en cuenta la irradiación *difusa* que incide en la superficie terrestre después de ser reflejada por las nubes y cualquier otra entidad del medio ambiente (Figura 10).





Así, la irradiación *global* es considerada como la suma de ambas contribuciones, la directa y la difusa, de tal forma que las condiciones de prueba para fotoceldas solares se han estandarizado con base en normas IEC y ASTM [24].

**Norma ASTM E-892.** El espectro de referencia estándar AM1.5 contempla una distribución de la irradiación espectral solar global (directa y difusa) incidente a nivel del mar por un sol colocado a  $48^{\circ}$  con respecto al zenit. Las condiciones atmosféricas para AM1.5 son: vapor de agua precipitable, 14.2 mm; ozono total, 3.4 mm; turbidimetría(ln $\lambda$  = 0.5 mm), 0.27.

**Norma IEC 904-3**. La distribución espectral estándar AM1.5 está caracterizada por una intensidad radiante de 1000 W/m<sup>2</sup> a 25°C.

#### 2.2 Desempeño de celdas fotovoltaicas de conversión de energía solar

Una celda fotovoltaica PVC es un dispositivo que convierte luz incidente en energía eléctrica [25], por lo tanto, la generación de potencia eléctrica bajo iluminación es efectuada debido a la capacidad del dispositivo fotovoltaico para

producir un voltaje en una resistencia externa al mismo tiempo que fluye una corriente por el mismo circuito.

Esta potencia es caracterizada adecuadamente por una curva corrientevoltaje (j-E) de la fotocelda bajo una iluminación y temperatura bien definidas (Figura 10) [10].



Figura 10. Forma idealizada de las curvas j-E para celdas fotovoltaicas (PVC) [10].

Cuando la fotocelda bajo iluminación es puesta en condiciones de corto circuito, la corriente máxima generada es llamada *corriente a corto circuito (j<sub>SC</sub>)*, mientras que en condiciones de circuito abierto bajo iluminación no fluye corriente alguna por el sistema y el potencial máximo generado es llamado *potencial a circuito abierto (E<sub>OC</sub>)*. El punto de la curva *j*-*E* caracterizado por el mayor producto (potencia) de corriente (*j<sub>max</sub>*) y voltaje (*E<sub>max</sub>*), es llamado *potencia máxima (P<sub>max</sub>*).

Todas estas variables se condensan en otro parámetro que describe el desempeño de una PVC, el *factor de llenado ff*,

$$ff = \frac{P_{\max}}{E_{oc} \times j_{sc}} = \frac{E_{\max} \times j_{\max}}{E_{oc} \times j_{sc}}$$
(19)

Finalmente, la *eficiencia de conversión global* de la celda solar  $\xi$  es definida como la potencia máxima mostrada por el dispositivo  $P_{max}$  dividida por la potencia de la luz incidente sobre un área representativa de la celda  $P_{input}$ .
$$\xi = \frac{P_{\text{max}}}{P_{\text{input}}} \tag{20}$$

# 2.3 Fundamentos teóricos del sensibilizado de celdas fotoelectroquímicas

Históricamente, la sensibilización con tintes se conoce desde hace más de un siglo cuando la fotografía fue inventada. El trabajo de Vogel en Berlín después de 1873 puede ser considerado el primer estudio científico de la sensibilización de semiconductores, donde emulsiones de halogenuro de plata fueron sensibilizadas con tintes para producir películas fotográficas en blanco y negro [26,27].

El uso de la sensibilización con tintes en celdas fotoelectroquímicas permaneció sin éxito contundente hasta su renovación a principio de los años 1990's en el Laboratorio de Fotónica e Interfases de la EPFL en Suiza [10,27,28].

Mediante la combinación de electrodos nanoestructurados y tintes de inyección de carga eficiente, Grätzel y colaboradores construyeron celdas solares con eficiencias de conversión global de energía excediendo el 7% en 1991 y del 10% en 1993 [10,24].

Estas nuevas fotoceldas fueron llamadas *celdas solares nanoestructuradas sensibilizadas* o *Celdas Grätzel* en honor a su inventor. No obstante, en este contexto cabe mencionar que el grupo de Grätzel no ha sido el único en reportar celdas de alto desempeño, otro ejemplo exitoso fue el de Tennakone y colaboradores quienes construyeron una celda solar sensibilizada con un 8% de eficiencia de conversión global en 1999 [29].

En contraste con todos los tipos convencionales de celdas solares, llamadas de unión sólido-sólido, la celda solar sensibilizada es una celda fotoelectroquímica de unión sólido-líquido, ya que utiliza un electrolito como fase de conducción iónica para efectuar el transporte de carga entre ánodo y cátodo. Debido a sus

altas eficiencias, el interés por esta tecnología fue creciendo rápidamente desde los años 1990's. Mientras que los poseedores de patentes fueron perfeccionando el concepto original hacia productos prácticos, numerosos grupos de investigación han estado explorando el reemplazo de los materiales originales por nuevos.

### 2.4 Principio de operación de una celda solar sensibilizada con tintes

En su configuración más simple (Figura 11), las celdas solares sensibilizadas (DSSC) están construidas con un electrodo de vidrio conductor transparente cubierto por una película nanocristalina de TiO<sub>2</sub> (nc-TiO<sub>2</sub>), moléculas de tinte inmovilizadas en la superficie del nc-TiO<sub>2</sub>, un electrolito que contiene un par redox como el  $I^- | I_3^- y$  un catalizador (típicamente Pt, PtO<sub>x</sub> o grafito) depositado al contra-electrodo. Bajo iluminación, la celda produce voltaje y corriente a través de una resistencia eléctrica externa conectada a los electrodos.

En las interfases semiconductor-electrolito de las DSSC, la absorción de luz ocurre en las moléculas de tinte mientras que la separación de carga tiene lugar vía inyección de electrones desde el tinte al TiO<sub>2</sub>. Una capa sencilla de moléculas de tinte sin embargo, puede absorber menos del 1% de la luz incidente a los dispositivos [10].

La solución a este problema fue desarrollado por el grupo de Grätzel, al usar un electrodo de TiO<sub>2</sub>nanocristalino con la finalidad de incrementar el área superficial interna y permitir que una gran cantidad de tinte tuviera contacto simultáneo con el TiO<sub>2</sub> y con el electrolito (Figura 11).

Teniendo esta configuración, un electrodo de  $TiO_2$  con un grosor típico de 10  $\mu$ m, tamaño de partícula promedio (así como el de los poros) en el orden de 20 nm, tiene un área superficial interna cientos de veces más grande que el área geométrica (electrodo plano) de un electrodo tradicional [10].

La característica óptica esencial que adquiere un electrodo nanoporoso con base en un semiconductor de banda prohibida ancha como el TiO<sub>2</sub>, consiste en absorber luz con energía por debajo de los 400 nm, permitiendo que la mayor parte del espectro solar esté disponible para las moléculas de tinte.



Figura 11. Representación esquemática de la estructura y componentes de una celda solar sensibilizada con tintes (DSSC).

Las DSSC exhiben ciclos de trabajo regenerativo, el cual se esquematiza en la Figura 13, mostrando sus niveles de energía principales. Cada fotón que llega al dispositivo es absorbido por una molécula de tinte previamente confinada a la superficie semiconductora de forma que un electrón del estado basal molecular S es promovido al estado molecular excitado  $S^*(1)$ .

El electrón excitado es inyectado a la banda de conducción de las partículas de TiO<sub>2</sub> dejando a la molécula de tinte en su estado oxidado  $S^+$  (2). El electrón inyectado percola a través de la estructura nanoestructurada del semiconductor para alcanzar la superficie del electro ópticamente transparente (fotoánodo) y

finalmente pasar por la resistencia existente en el circuito externo hasta llegar al contra-electrodo (cátodo) (3).

Una vez allí, el electrón es transferido al ion triyoduro del electrolito para producir ion ioduro (4), y el ciclo es cerrado por reducción del estado oxidado del tinte gracias a la acción del ion ioduro presente en el electrolito (5).

El ciclo operacional puede ser sumarizado en términos de ecuaciones químicas [30]:

Fotoánodo	$S + hv \rightarrow S^*$	Absorción	(21)
	$S^* \rightarrow S^+ + TiO_2(e^-)$	Inyección	(22)
	$2S^+ + 3I^- \rightarrow 2S + I_3^-$	Regeneración	(23)
Cátodo	$I_3^- + Pt(2e^-) \rightarrow 3I^-$		(24)
Celda	$Pt(e^{-}) + hv \rightarrow TiO_2(e^{-})$		(25)

Debido a la posición de los niveles de energía en el sistema (Figura 13), la celda es capaz de producir voltaje entre sus electrodos a través de la resistencia externa. El valor teórico máximo para el fotovoltaje en condiciones de circuito abierto es determinado por la diferencia de potencial entre el borde de la banda de conducción del TiO<sub>2</sub> y el potencial termodinámico estándar del par redox  $I^- | I_3^-$  en el electrolito [31].



**Figura 12.** Principio de trabajo de una celda solar sensibilizada con tintes (DSSC).Los términos b.c. y b.v. indican las bandas de conducción y de valencia, respectivamente. Véase texto para una explicación detallada.

## 2.5 Celdas solares sensibilizadas con semiconductores binarios de bandgap pequeño.

Después de una década de intensa investigación enfocada al desarrollo de celdas fotovotaicas tipo Grätzel, la parte crucial en el diseño de estos dispositivos sigue siendo el tinte [2]. Esto se debe a que sólo una cantidad limitada de cromóforos puede proporcionar rendimientos cuánticos de fotocorriente altos y una estabilidad razonable ante la fotodegradación. En contraste, el uso de semiconductores inorgánicos como sensibilizadores, implica varias ventajas en comparación con los tintes orgánicos: el bandgap y en consecuencia el intervalo de absorción de luz son ajustables vía el tamaño de partícula seleccionado, mientras que el tipo de absorción en su borde de banda favorece la captura de luz. Adicionalmente, la superficie del semiconductor empleado puede ser químicamente modificada para incrementar su fotoestabilidad.

En contraste con los tintes orgánicos [32], la fotofísica y fotoquímica de los sensibilizadores inorgánicos sigue siendo un tema de estudio, debido a que la mayoría de las investigaciones se llevan a cabo bajo un conocimiento basado en el empirismo. Por ejemplo, Weller y colaboradores [2] sensibilizaron a la luz visible películas de óxidos semiconductores de banda ancha tales como Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, ZnO, TiO<sub>2</sub> y SnO<sub>2</sub>, empleando para lograrlo nanopartículas de PbS, CdS, Ag<sub>2</sub>S, Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> y Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub> caracterizadas por poseer un bandgap pequeño (Figura 13). El parámetro IPCE en dicha figura significa eficiencia de foton incidente a corriente (por sus siglas en inglés *Incident-Photon-to-Current Efficiency*) y puede ser descrito por la Ecuación 26, donde *j*<sub>ph</sub> es la densidad de fotocorriente (en  $\mu$ A/cm<sup>2</sup>),  $\lambda$  es la longitud de onda de los fotones incidentes (en nm), e *l*<sub>0</sub> es la intensidad de iluminación monocromática (en W/m<sup>2</sup>).



**Figura 13.** Espectro de fotocorriente estacionaria de electrodos de TiO<sub>2</sub> sensibilizados con varios sulfuros semiconductores. Tomado y modificado de [2].

$$IPCE(\%) = \frac{1240(V \cdot nm) \times j_{ph}}{\lambda \times I_0}$$
(26)

Sus resultados demostraron que la sensibilización de los óxidos de banda ancha con estos semiconductores es posible, mientras que la mejor fotoestabilidad fue exhibida por el sistema SnO<sub>2</sub>/CdS. Henglein y colaboradores [33] demostraron que la fotoestabilidad de este último sistema es sustancialmente mayor que la del CdS libre, semiconductor sumamente lábil ante la corrosión fotoanódica causada por la generación de radicales de S<sup>-•</sup> superficiales que atrapan huecos fotogenerados. De esta forma, la eficiencia de conversión de fotones a corriente (IPCE) alcanzada para el sistema SnO<sub>2</sub>/CdS bajo iluminación monocromática ( $\lambda$ =460nm) fue del 54%, valor que puede ser considerado como significativo. El mecanismo propuesto en la literatura se muestra en las Ecuaciones 27-31 [33,34], donde se puede observar que la naturaleza química de los radicales de S<sup>-•</sup> propuestos por el grupo de Heinglein corresponden a sitios [CdS]<sup>+</sup>.

$$CdS + hv \to CdS(e_{bc}^{-}, h_{bv}^{+})$$
<sup>(27)</sup>

$$h_{bv}^{+} + CdS \xrightarrow{k_1} [CdS]^{+}$$
<sup>(28)</sup>

$$[CdS]^{+} + h_{bv}^{+} \xrightarrow{k_{2}} Cd^{2+} + S$$
<sup>(29)</sup>

$$[CdS]^+ + e_{bc}^- \xrightarrow{k_3} CdS \tag{30}$$

$$[CdS]^{+} + [CdS]^{+} \xrightarrow{k_{4}} CdS + Cd^{2+} + S$$
(31)

Siguiendo esta misma línea de trabajo, Peter y colaboradores [35] lograron sensibilizar películas de TiO<sub>2</sub> nanoparticulado (40nm-diámetro) empleando puntos cuánticos de CdS (CdS-QD, donde las siglas QD significan en inglés *Quantum Dots*) con tamaños ajustandos a 2.9 y 1.9nm en THF conteniendo ácido 3-mercaptopropiónico 75µM y 0.38M, respectivamente (3-MPA, por sus siglas en inglés *3-mercaptopropionic acid*). Sus resultados indican (Figura 14) que las

energías de banda prohibida para los sistemas  $TiO_2/CdS(2.9nm)$  y  $TiO_2/CdS(1.9nm)$  corresponden a 2.53 y 2.88eV, respectivamente, manteniendo buena concordancia con la tendencia predicha por la Ecuación 15.



**Figura 14.** Espectro de fotocorriente estacionaria de electrodos de  $TiO_2$  sensibilizados con puntos cuánticos de CdS cuyo tamaño fue ajustado en (a) 2.9 y (b) 1.9nm en THF conteniendo ácido 3-mercaptopropiónico 75µM y 0.38M, respectivamente. Tomado y modificado de [35].

Por su similitud química con el CdS, la fotosensibilización de TiO<sub>2</sub> nanoparticulado también ha sido llevada a cabo mediante nanopartículas de PbS [36,37]. En este aspecto, Hoyer y Könenkamp [36] reportaron que los efectos del tamaño de partícula sobre la cuantización de la carga son clave para lograr el efecto deseado, ya que la posición de la banda de conducción del PbS másico ( $\varepsilon_g$ =0.41eV) es energéticamente menor que la del TiO<sub>2</sub> (Figura 16A).



**Figura 15.** Posición relativa de las bandas de conducción y de valencia de  $TiO_2$ , CdS y PbS. Tomado y modificado de [36,37].

Bajo esta óptica, estos investigadores modificaron películas de TiO<sub>2</sub> nanoestructurado con nanopartículas de PbS con energías de banda prohibida ajustadas en 1.60, 1.37 y 1.24eV, valores que corresponden a tamaños de partícula de 4.0, 3.5 y 2.8nm, respectivamente. Esta nueva situación promovió que la carga fotogenerada en el PbS fuera inyectada en el TiO<sub>2</sub> bajo una condición termodinámicamente favorable (Figura 16B). Investigaciones posteriores realizadas por los grupos de Mićić y Nozik [38], reforzaron los resultados de Hoyer y Könenkamp cuando observaron el mismo fenómeno para electrodos de TiO<sub>2</sub> nanoparticulado modificados con InP másico ( $\varepsilon_g$ =1.35eV) y nanométrico ( $\varepsilon_g$ =1.65eV), alcanzando valores de IPCE(400nm) del 1.4% para el segundo caso.

Dado que la respuesta fotoelectroquímica del sistema TiO<sub>2</sub>/PbS es comparable con la del sistema TiO<sub>2</sub>/CdS, trabajos más recientes efectuados por Huang y colaboradores [37], demostraron que electrodos de TiO<sub>2</sub> modificados simultáneamente con nanopartículas de CdS y PbS (TiO<sub>2</sub>/PbS/CdS) exhibieron procesos de sensibilizado más eficientes que los de TiO<sub>2</sub>/PbS. En este sentido, los valores de IPCE(660nm) alcanzados por los fotoánodos de TiO<sub>2</sub>/PbS/CdS y

28

TiO<sub>2</sub>/PbS fueron de 1.3 y 0.8%, respectivamente, sugiriendo que la fotoestabilidad del PbS es fuertemente mejorada en presencia del CdS.

Un proceso de sensibilización alternativo al anterior consiste en emplear sensibilizadores de naturaleza inorgánica y orgánica. Dicha investigación fue reportada por Kamat y colaboradores [39], quienes prepararon un electrodo ópticamente transparente (OTE, del inglés *Optically Transparent Electrode*) recubierto con capas sucesivas de nanoclústeres de SnO<sub>2</sub> (5nm-diámetro), CdS (10nm-diámetro) y el tinte sintético Ru<sup>II</sup>(2,2'-bipiridina)<sub>2</sub>-(4-(2,2'-bipirid-4-iI)fenil difosfonato))((Ru(bpy)<sub>2</sub>L)(PF<sub>6</sub>)<sub>2</sub> (Figura 16). La respuesta fotoelectroquímica de estas superficies demostró que los electrones inyectados a partir del tinte de Ru(II) en el CdS son transferidos rápidamente hacia los nanoclústeres de SnO<sub>2</sub>, mejorando sustancialmente la separación fotoactivada de carga en dispositivos fotovoltaicos (Figura 18).



**Figura 16.** Esquema de la preparación de superficies de OTE recubiertas con SnO<sub>2</sub>, CdS y un sensibilizador de Ru(II)-bipiridina. Tomado y modificado de [39].



**Figura 17.** Esquema de la inyección de carga fotogenerada desde un sensibilizador de Ru(II)bipiridina hacia un electrodo de tipo OTE/SnO<sub>2</sub>/CdS. Tomado y modificado de [39].

### 2.6 Agl como sensibilizador de TiO<sub>2</sub>

En virtud de que la fotocorrosión anódica de los sensibilizadores inorgánicos semiconductores sigue siendo una variable limitante para el desarrollo de electrodos que operen como fotoánodos en celdas solares fotovoltaicas, la investigación enfocada a la obtención de interfases generadas por el acoplamiento de semiconductores de bandgap ancho y pequeño cada vez más fotoestables está lejos de ser agotada.

El Agl por ejemplo (Anexo I) [40,41], constituye un semiconductor binario cuya banda prohibida (2.78eV para  $\gamma$ -Agl [40], 3.02 para  $\beta$ -Agl [41], ambos másicos) sugiere en primer lugar, que puede ser fotoactivado con luz visible mientras que por otro lado, su menor toxicidad comparada con la del silicio, por ejemplo [42], lo convierten en un material muy atractivo para la construcción de celdas solares fotovoltaicas. No obstante, la fotocorrosión de este material durante la operación de los dispositivos fotovoltaicos que lo contengan, es un fenómeno inherente a su naturaleza química. Sin embargo, su acoplamiento con semiconductores de bandgap ancho como el TiO<sub>2</sub> y ZrO<sub>2</sub> constituye una solución viable para esta problemática [43-45].

Qu y colaboradores reportaron recientemente la síntesis de un nanocomposito de tipo TiO<sub>2</sub>/Agl con bandgap de 2.83eV (Figura 18) y su empleo 30

en la fotodegradación de bacterias patógenas en medio acuoso, demostrando que la fotoestabilidad del AgI en contacto directo con el TiO<sub>2</sub> es reforzada eficientemente como para que pueda ser empleado en el desarrollo de procesos aplicados [43]. Sin embargo, en dicha investigación no se llevaron a cabo estudios adicionales que profundizaran en el entendimiento del comportamiento fotoelectroquímico de la interfase TiO<sub>2</sub>/AgI, lo que constituye una línea de exploración primordial si se desea utilizar al AgI en la construcción de dispositivos fotovoltaicos con rendimientos de conversión significativos.



Figura 18. Espectro de absorción reportado para polvo nanoparticulado de TiO<sub>2</sub>/Agl. Tomado y modificado de [43].

### 3. Motivación del proyecto

Con base en la discusión de las aplicaciones fotocatalíticas del composito de tipo TiO<sub>2</sub>•Agl en polvo, es factible proponer que la preparación de películas de este composito pudiera ser llevada a cabo si electrodos ópticamente transparentes son empleados como sustratos. Los electrodos así preparados podrían ser aplicados en la construcción de celdas solares Grätzel, si el Agl mostrará

propiedades de sensibilización del TiO<sub>2</sub>. A continuación se exponen el objetivo general, los objetivos particulares y la hipótesis que dan soporte a este proyecto de investigación.



**Objetivos e hipótesis** 

## **OBETIVO GENERAL**

Demostrar que la fotoactivación de electrodos nanoparticulados de TiO<sub>2</sub> contenidos en celdas solares fotovoltaicas de tipo Grätzel, es factible si se emplea al Agl como sensibilizador.

## **OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- 1. Sintetizar polvo nanoparticulado de TiO<sub>2</sub>/Agl y Agl como material de comparación.
- Construir películas semiconductoras nanoparticuladas aplicando el polvo de TiO<sub>2</sub>/Agl sobre electrodos ópticamente transparentes (OTE) que funcionarán como sustratos colectores de carga fotogenerada.
- 3. Caracterizar las películas semiconductoras mediante microscopia de barrido electrónico (SEM, por sus siglas en inglés Scanning Electron Microscopy) acoplada a un módulo de espectroscopia de energía dispersiva de rayos x (EDS o EDX, por sus siglas en inglés Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy), espectroscopia UV-Vis, difracción de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés X-Ray Diffraction), voltamperometría cíclica (CV, por sus siglas en inglés Cyclic Voltammetry) y Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS, por sus siglas en inglés Electrochemical Impedance Spectroscopy). Ver Anexo II para detalle de las técnicas.
- 4. Ensamblar celdas solares fotovoltaicas de tipo Grätzel y caracterizar su comportamiento fotovoltaico.

## **HIPÓTESIS**

### Hipótesis 1

El Agl podría funcionar como sensibilizador de electrodos nanoparticulados de  $TiO_2$  contenidos en celdas solares de tipo Grätzel, si la energía de los electrones fotogenerados en el Agl es mayor que la de la banda de conducción del  $TiO_2$ , mientras que los huecos generados simultáneamente en la banda de valencia del Agl son removidos por un agente reductor adicionado *ex profeso* al electrolito de la fotocelda.

### **Hipótesis 2**

La inyección de electrones en el TiO<sub>2</sub> y la regeneración de huecos causada por el ión l<sup>-</sup> del electrolito constituyen procesos que, durante el funcionamiento de las fotoceldas sensibilizadas con Agl pudieran competir con su propia fotodescomposición (Reacciones i-iii, adaptadas de las Reacciones 27-31, capítulo 1). De esta manera, se espera que la heterounión del Agl con el TiO<sub>2</sub> nanoparticulado podría reforzar la fotoestabilidad del primero de igual forma que el SnO<sub>2</sub> lo hace con el CdS (Figura 17, capítulo 1).

$$AgI + hv \to AgI(e_{bc}^{-}, h_{bv}^{+}) \tag{i}$$

$$AgI + h_{bv}^{+} \xrightarrow{k_{1}} Ag^{+} + I$$
 (ii)

$$Ag^{+} + e^{-}_{bc} \xrightarrow{k_{2}} Ag \tag{iii}$$

# **CAPÍTULO II**



Síntesis y caracterización de electrodos nanoparticulados de TiO<sub>2</sub>/Agl

### 2. Caracterización de los materiales de electrodo

### 2.1. Espectroscopia UV-Vis

La Figura 23 muestra los espectros de absorción obtenidos en modo de reflectancia difusa [49] para películas de TiO<sub>2</sub>/Agl (Figura 23A) y TiO<sub>2</sub> (Figura 23B) confinadas en la superficie de OTE, empleando un espectrofotómetro UV-Vis USB2000+F0009 equipado con un sensor de luz reflejada/retrodispersada R400-7-UV/Vis ambos de marca Ocean Optics.

Una inspección de las Figuras 23B y 23A permite estimar los valores del bandgap de TiO<sub>2</sub> en 3.3eV (típicamente 3.2eV [9]) y de Agl en 2.84eV (2.78eV para  $\gamma$ -Agl [40], 3.02 para  $\beta$ -Agl [41], ambos másicos), respectivamente. Estos resultados sugieren en primera instancia que el Agl se encuentra formando un material composito con el TiO<sub>2</sub>, y por otro lado, que existe un efecto de confinamiento cuántico en el Agl [50].



**Figura 23.** Espectros de absorción UV-Vis obtenidos en modo de reflectancia difusa para películas TiO<sub>2</sub>/Agl (A) y TiO<sub>2</sub> (B). El espectro de OTE desnudo fue restado previamente.

De acuerdo con Penner y col. [51], este confinamiento cuántico pequeño puede ser igualmente aprovechado para estimar el tamaño de cristalito del Agl ( $\tau_{Agl}$ ) confinado en las películas de OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl al hacer uso de la Ecuación 43. Dicha ecuación resulta de introducir el efecto de confinamiento cuántico débil a la Ecuación 15 (reportada por Brus [8]) cuando se cumple la razón  $r_0/a_B >>1$ , donde  $r_0$  y  $a_B$  son los radios de partícula y del excitón de Bohr, respectivamente;  $E_g$  y *E* corresponden a las bandas prohibidas del semiconductor másico y nanoparticulado, respectivamente; mientras que  $\hbar$  es la constante reducida de Plank ( $=h/2\pi$ ) y *M* es la masa del excitón de Bohr  $m_0^{-1}[m_{e^-}^{-1}+m_{h^+}^{-1}]$  donde  $m_0$ (=9.11×10<sup>-31</sup> kg) es la masa del electrón,  $m_{e^-}=0.22m_0$  y  $m_{h^+}=0.56m_0$ .

$$E \cong E_{g} + \frac{\hbar^{2}}{2M} \cdot \frac{\pi^{2}}{[r_{0} - 1.28a_{B}]^{2}}$$
(43)

El resultado de este cálculo indicó un diámetro de cristalito  $\tau_{Agl}(=2r_0)$  de 15.43 ± 0.53nm, tomando en cuenta que la resolución del espectrofotómetro fue de 2nm y que se analizaron 4 muestras de OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl. De esta forma se puede inferir que el Agl contenido en las películas de OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl tiene naturaleza nanométrica.

### 2.2. Difracción de rayos X

La Figura 24 muestra una comparación entre los difractogramas obtenidos para los sistemas OTE (Figura 25A), OTE/TiO<sub>2</sub> (Figura 24B), OTE/TiO<sub>2</sub>/AgI (Figura 24C) y OTE/AgI (Figura 24D), todos sinterizados a 450°C. Una inspección comparativa de estos resultados revela que los planos cristalográficos correspondientes a  $\beta$ -AgI [52,53] (Figura 24D) y TiO<sub>2</sub> anatasa [54] (Figura 24B) pueden ser predominantemente reconocidos en el sistema OTE/TiO<sub>2</sub>/AgI (Figura 24C) al ser remarcados con un (\*) o con un (•), respectivamente.

De esta forma, la relación de Scherrer (Ecuación 44 [55]) puede utilizarse con la finalidad de estimar y comparar el tamaño de cristalito para Agl ( $\mathcal{T}_{Agl}$ ) y TiO<sub>2</sub> ( $\mathcal{T}_{TiO2}$ ) en el sistema OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl (Figura 24C). Dicha ecuación fue alimentada con los parámetros cristalográficos correspondientes a los planos (002) de β-Agl y (110) de TiO<sub>2</sub> anatasa, respectivamente, tales como la longitud de onda de los rayos X incidentes en las muestras ( $\lambda_x$ =1.5406Å Cu K $\alpha$ ), la amplitud de pico de difracción a la mitad de su intensidad ( $\beta$ ) y el ángulo de Bragg ( $\theta$ ).

$$\tau = \frac{0.9\lambda_x}{\beta\cos\theta} \tag{44}$$

Como resultado de este cálculo, se encontró que mientras la fase de TiO<sub>2</sub> anatasa exhibió un tamaño de cristalito de  $\tau_{TiO2}$  de ~22nm, la fase (002) de  $\beta$ -Agl mostró un tamaño de  $\tau_{Agl}$  de ~16nm, valores que concuerdan con el tamaño de partícula reportado por el fabricante del TiO<sub>2</sub> (sección 2.1 de este capítulo) y con el tamaño de cristalito estimado por espectroscopia UV-Vis (sección 2.2.1 de este capítulo), respectivamente.



**Figura 24**. Difractogramas de rayos X de los sistemas OTE (A), OTE/TiO<sub>2</sub> (B), OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl (C) y Agl (D) sinterizados a 450°C. Los símbol os (\*) y ( $\bullet$ ) denotan los planos cristalográficos correspondientes a Agl y TiO<sub>2</sub>, respectivamente, en el sistema OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl.

### 2.3. Microscopia electrónica de barrido

El estudio de la morfología y análisis elemental cualitativo de las películas de OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl (Figura 25) fue llevada a cabo mediante microscopia de barrido electrónico (SEM, por sus siglas en inglés *Scanning Electron Microscopy*), utilizando un microscopio JSM 5400L marca JEOL acoplado a Espectroscopia de Energía Dispersiva de Rayos X (EDS o EDX, por sus siglas en inglés *Energy-dispersive X-ray spectroscopy*). De esta manera, la Figura 25A muestra que la morfología superficial de la película de OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl presenta estructuras granulares de tamaño variado. En este sentido, el microanálisis con EDX del mismo material (Figura 25B) demuestra la presencia de Ag y I propias del Agl en las películas, así como de Sn, Ti y O presentes en el OTE y el TiO<sub>2</sub>.



**Figura 25.** (A) Imágenes de SEM y (B) espectro EDX obtenidas para las películas de OTE/TiO<sub>2</sub>/AgI (voltaje de aceleración 20kV). (C), (D) y (E) corresponden a mapeos de energía dispersiva para Ti (4.5 keV), Ag (3.1 keV) y I (3.8 keV), respectivamente.

Una inspección de las Figuras 25(C-E) indican que las zonas del deposito con defectos granulares son poco conductoras de la corriente eléctrica, sugiriendo

que corresponden a restos de materia orgánica derivada de la descomposición térmica del DMSO usado durante el proceso de sinterizado de las películas. Por otro lado, una nueva inspección de estas figuras demuestra que el composito de TiO<sub>2</sub>•Agl se encuentra homogéneamente distribuido en la superficie de los OTE.

## 2.4. Reproducibilidad y estructura de las películas

Dos conjuntos de 5 películas cada una, la primera de TiO<sub>2</sub> y la otra de composito TiO<sub>2</sub>•Agl, fueron depositadas sobre OTE según la técnica de blade. Acto seguido se les midió la masa de TiO<sub>2</sub> (Tabla I) o de TiO<sub>2</sub>•Agl (Tabla II) por unidad de área geométrica ( $S_{geom}$ ) a cada tipo de película. El análisis comparativo de las Tablas I y II indica que mientras  $S_{geom}$ =1.95 ± 0.40 mg/cm<sup>2</sup> para TiO<sub>2</sub> en el sistema OTE/TiO<sub>2</sub>,  $S_{geom}$ = 1.90 ± 0.63 mg/cm<sup>2</sup> para TiO<sub>2</sub>•Agl en el sistema OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl, respectivamente. Por lo tanto, debido a que el grosor de ambos tipos de recubrimientos es similar (~12µm), este resultado sugiere que la densidad de las películas de TiO<sub>2</sub>/Agl es prácticamente el mismo que para las de TiO<sub>2</sub> puro.

Sistema OTE/TiO <sub>2</sub>	S <sub>geom</sub> (mg TiO <sub>2</sub> /cm <sup>2</sup> )
1	1.75
2	2.60
3	1.68
4	1.64
5	2.12

**Tabla I.** Masa de  $TiO_2$  depositada por unidad de área geométrica en el sistema OTE/ $TiO_2$ .

Tabla II. Masa de TiO <sub>2</sub> •Agl depositada por unidad de área en el siste	ema OTE/TiO <sub>2</sub> /Agl.
---	--------------------------------

Sistema OTE/TiO <sub>2</sub> /AgI	S <sub>geom</sub> (mg TiO <sub>2</sub> •AgI /cm <sup>2</sup> )
1	1.14
2	1.54
3	1.84
4	2.85
5	2.24

Con base en los valores de las Tablas I y II, el factor de rugosidad ( $\eta_{TiO_2/AgI}$ ) de las películas de TiO<sub>2</sub>/AgI fue estimado en 1440 [56], luego de que la Ecuación 45 fue alimentada con los valores de las superficies específicas para las películas de TiO<sub>2</sub>/AgI, normalizadas al área geométrica  $S_{geom}$  (1.90 ± 0.63 mg/cm<sup>2</sup>) y al área real  $S_{real}$ . En el caso particular de  $S_{real}$ , este parámetro fue previamente estimado en 2821 mg/cm<sup>2</sup> con ayuda de la Ecuación 46 [55] donde la densidad del TiO<sub>2</sub> puro  $\rho^{\circ}_{TiO2}$  (=3.895g/cm<sup>3</sup>) fue corregida por efecto de porosidad  $\gamma$  (=0.58) según la Ecuación 47 [54].

$$\eta_{TiO_2/AgI} = \frac{S_{real}}{S_{geom}}$$
(45)

$$S_{real} = \frac{6}{\tau_{TiO_2} \rho_{TiO_2}} \tag{46}$$

$$\rho_{TiO_2} = \rho_{TiO_2}^0 (1 - \gamma) \tag{47}$$

La Figura 26 muestra entonces una representación idealizada del sistema OTE/TiO<sub>2</sub>/AgI, construido con base en la evidencia experimental hasta ahora discutida. En este sentido, se asume que las nanopartículas de TiO<sub>2</sub> que conforman la película se encuentran parcialmente cubiertas con cristalitos nanométricos de AgI.



Figura 26. Representación esquemática del sistema OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl.

2.5.

La Figura 27 muestra las respuestas voltamperométricas obtenidas para los sistemas OTE (Figura 27A), OTE/TiO<sub>2</sub> (Figura 27B) y OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl (Figura 27C) mediante un potenciostato Epsilon<sup>TM</sup> marca BASi. Dichas respuestas fueron evaluadas en una celda de 3 electrodos conteniendo carbonato de propileno + trifluorometano-sulfonimida de litio LiN(F<sub>3</sub>SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> 0.3M (99.95% Aldrich) a 25°C (dE/dt=25mV/s). Alambres de Ag y Pt fueron insertados como pseudo-referencia y contraelectrodo, respectivamente. No obstante, los potenciales interfaciales fueron referenciados al potencial termodinámico estándar del par ferrocinio|ferroceno (denotado como Fc<sup>+</sup>|Fc). Una inspección de la Figura 27A en primera instancia, demuestra que la superficie de los OTE es electroinactiva en el intervalo de potencial explorado. Sin embargo, tanto las películas de OTE/TiO<sub>2</sub> (Figura 27B) como las de OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl (Figura 27C) son electroactivos en el mismo intervalo



**Figura 27**. Respuesta voltamperométrica para los sistemas (A) OTE, (B) OTE/TiO<sub>2</sub> y (C) OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl carbonato de propileno +  $0.3M \text{ LiN}(F_3SO_2)_2$  a 25°C (dE/dt=25mV/s). Las corrientes fueron normalizadas al área real.

En el caso del TiO<sub>2</sub> perteneciente al sistema OTE/TiO<sub>2</sub> (Figura 27B), la Reacción (48) ha sido reportada en medio no acuoso y en presencia de iones Li<sup>+</sup> [57,58], justificando adecuadamente el pico de reducción observado hacia un  $E^{\sigma}$  = -0.82V vs. Fc<sup>+</sup>|Fc. Por otro lado, el composito TiO<sub>2</sub>•Agl propio del sistema OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl (Figura 27C) muestra un proceso de reducción hacia un  $E^{\sigma}$  = -0.93V vs. Fc<sup>+</sup>|Fc, que presenta una corriente límite comparativamente mayor que para el sistema OTE/TiO<sub>2</sub>. Este resultado sugiere que la carga eléctrica asociada a la reducción del sistema OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl (Reacción 49) que conforman la película.

$$TiO_2 + \chi Li^+ + \chi e^- \rightarrow Li_{\chi} TiO_2 \qquad \qquad \text{donde } 0 < \chi \le 0.5 \qquad (48)$$

$$AgI + e^{-} \rightarrow Ag^{\circ} + I^{-}$$
(49)

En consecuencia, la carga eléctrica asociada únicamente a la Reacción 49  $(Q_{AgI}=0.50\mu C/cm^2)$  fue calculada restando la carga asociada al pico anódico del sistema OTE/TiO<sub>2</sub> ( $Q_{OTE/TiO2}=0.53\mu C/cm^2$ ), de la carga total correspondiente al sistema OTE/TiO<sub>2</sub>/AgI ( $Q_{OTE/TiO2}=1.03\mu C/cm^2$ ). Posteriormente, el dato de  $Q_{AgI}$  fue alimentado en la Ley de Faraday (Ecuación 50, donde  $M_{AgI}$  es la masa molecular del AgI y *F* la constante de Faraday) con la finalidad de estimar la masa de AgI confinada por unidad de área real en la película de OTE/TiO<sub>2</sub>/AgI ( $m_{AgI}=1.21ng/cm^2$ ).

$$m_{AgI} = \frac{Q_{AgI}M_{AgI}}{F}$$
(50)

Acto seguido, el valor obtenido de la Ecuación 50 fue insertado en la Ecuación 51 (donde  $m_{TiO2/Agl}=S_{geom}/\eta_{TiO2/Agl}=1319$ ng/cm<sup>2</sup>) con la intención de determinar el porcentaje en masa de Agl contenido en el composito TiO<sub>2</sub>•Agl. De esta manera se encontró que sólo el 0.092% en masa del composito TiO<sub>2</sub>•Agl corresponde a Agl, en concordancia con los resultados de la sección 2.4.

$$m_{AgI}(\%) = \frac{m_{AgI}}{m_{TiO_2/AgI}} \times 100$$
(51)

### 3. Conclusiones preliminares

Composito de tipo TiO<sub>2</sub>•Agl fue sintetizado en polvo vía precipitación de Agl en medio amoniacal y en presencia de TiO<sub>2</sub> nanoparticulado coloidal. Películas de este composito fueron posteriormente confinadas en la superficie de electrodos ópticamente transparentes empleando la metodología blade. Los electrodos así preparados mostraron respuesta electroquímica indicando que son eléctricamente conductores y pudieran ser empleados en la construcción de dispositivos fotovoltaicos.

# **CAPÍTULO III**



Construcción y evaluación de la respuesta fotovoltaica de celdas Grätzel empleando electrodos de TiO<sub>2</sub>/AgI

# 1. Construcción de celdas fotovoltaicas con base en electrodos de TiO<sub>2</sub>/Agl

Las celdas fotovoltaicas conteniendo fotoánodos del tipo OTE/TiO<sub>2</sub>/AgI fueron ensambladas en un arreglo tipo sándwich (Figura 29) usando un empaque de 160 µm de grosor y 6 mm de diámetro interno, hecho en casa a partir de una hoja transparente (CG3700<sup>™</sup> 3M, empleado para proyección de presentaciones) con la intención de evitar corto circuito prematuro [59]. Una disolución de carbonato de propileno (Aldrich, anhídrido, 99.7%) + 0.3 M Lil (Aldrich, 99.9%) + 0.015 M l<sub>2</sub> (J.T. Baker, 100% resublimado) fue empleado como medio electrolítico contenido entre el fotoánodo y el contraelectrodo respectivo. Este último se construyó agregando a la superficie de un OTE una disolución 10 mM de H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> (Aldrich, 99.9%-Pt) en 2-propanol (J.T. Baker, 99.8%) a razón de 8.0 µL/cm<sup>2</sup>. Acto seguido, el disolvente se evaporó a temperatura ambiente para que finalmente el OTE así modificado fuera sinterizado en mufla a 380 °C durante 30 min, proceso que da lugar a la generación de PtO<sub>x</sub> en su superficie que participa como catalizador de la reducción del par trivodurolioduro  $(I_3)$ ,  $E^{\sigma} = 0.43$  V vs. Fc<sup>+</sup>/Fc [59]) adecuado para regenerar espontáneamente la forma oxidada del Agl fotoexcitado a su forma neutra. Las celdas solares sensibilizadas conteniendo fotoánodos del tipo OTE/TiO2 fueron ensambladas también con fines de comparación. El área geométrica efectiva de iluminación fue de 0.28 cm<sup>2</sup> en ambos casos.



Figura 28. Esquematización de una celda Grätzel ensamblada. La iluminación se hace típicamente a través del fotoánodo.

### 1.2. Respuesta fotovoltaica de las fotoceldas

Curvas de descarga para las celdas fotovoltaicas construidas según la sección 3.1, fueron obtenidas a 25°C (Figura 30) me diante una resistencia variable de 52k $\Omega$  bajo iluminación policromática simulada por una lámpara MR16 50W 12V marca GE, equipada con un reflector dicroico para dispersar la luz emitida (Figura 31). La potencia de la fuente de iluminación fue  $P_{input}$ = 21mW/cm<sup>2</sup> (aproximadamente 0.2 Sol) [59].



**Figura 29.** Curvas de descarga para fotoceldas ensambladas con electrodos de tipo (A) OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl y (B) OTE/TiO<sub>2</sub>. Las fotocorrientes fueron normalizadas al área real.

Una inspección de la Figura 30 indica claramente que mientras las fotoceldas ensambladas con electrodos de tipo OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl (Figura 30A) son fotoactivas ante la irradiación con luz visible, las fotoceldas construidas con electrodos de tipo OTE/TiO<sub>2</sub> (Figura 30A) no lo son. En este sentido, la eficiencia de conversión global ( $\xi$ ) reportada en la Tabla III para las fotoceldas que contienen OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl (0.2028%) es significativamente mayor que para las que contienen
OTE/TiO<sub>2</sub> (0.0004%), demostrando que la carga fotogenerada en el Agl es inyectada en el TiO<sub>2</sub> vía un proceso favorecido termodinámicamente (Figura 32).



**Figura 30.** Lámpara para simulación de iluminación policromática y resistencia variable de 52 k $\Omega$  empleados para descargar las celdas fotovoltaicas estudiadas en este trabajo.

Una nueva revisión de la Tabla III indica sin embargo, que el potencial a circuito abierto  $E_{oc}$  para las fotoceldas que contienen electrodos de tipo OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl, no es muy diferente del de las fotoceldas ensambladas con electrodos de tipo OTE/TiO<sub>2</sub>. Esta situación sugiere que una fracción de carga recién fotoinyectada al TiO<sub>2</sub> (*j*<sub>in,TiO2</sub>) es secuestrada por el ión triioduro I<sub>3</sub><sup>-</sup> contenido en el electrolito (*j*<sub>sec,elect</sub>), tal y como lo indica la Ecuación 52 (donde m, k<sub>B</sub>, T y e<sub>0</sub> son el factor de calidad de diodo, la constante de Boltzmann, la temperatura y la carga fundamental [60]).

$$E_{OC} = \frac{mk_BT}{e_0} \ln \frac{\dot{j}_{in,TiO_2}}{\dot{j}_{sec,elect}}$$
(52)

56

La ocurrencia de este fenómeno es razonable si se recuerda que sólo el 0.092% en masa de las películas de TiO<sub>2</sub>/Agl corresponde al Agl (sección 2.5, capítulo 2), sugiriendo que una fracción de TiO<sub>2</sub> se encuentra en contacto íntimo con el electrolito y podría generar sitios de secuestro de carga (Figura 33).

**Tabla III.** Desempeño fotovoltaico de las fotoceldas ensambladas con electrodos de tipo OTE/TiO<sub>2</sub> y OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl. Las fotocorrientes fueron normalizadas al área real.

Electrodo	$E_{oc}(V)$	j <sub>sc</sub> (nA/cm²)	ff	ξ(%)
OTE/TiO <sub>2</sub>	-0.22	5	0.14	0.0004
OTE/TiO <sub>2</sub> /Agl	-0.30	245	0.33	0.2028

La eficiencia de conversión global fue estimada mediante la Ecuación  $\xi(\%)=P_{max}(0.82\times P_{input})$  que resulta de combinar las Ecuaciones 19 y 20 (Capítulo 1), donde  $P_{max}$  es la potencia máxima de salida de las fotoceldas y 0.82 corresponde a la corrección por transmitancia efectiva de la luz incidente que al atravesar el OTE. Por otro lado,  $E_{oc}$ ,  $j_{sc}$  y ff son el potencial a circuito abierto, la fotocorriente a corto circuito y el factor de llenado de las fotoceldas, respectivamente.



**Figura 31.** Mecanismo de generación de fotocorriente para las celdas fotovoltaicas sensibilizadas con Agl. Los niveles energéticos para electrodos de tipo  $OTE/TiO_2$  y  $OTE/PtO_x$  se tomaron de [59] y fueron usados para construir este diagrama. Información equivalente para electrodos de tipo  $OTE/TiO_2/Agl$  fue estimada a partir de las Figuras 24 y 28 del capítulo 2.



**Figura 32.** Efecto negativo de la reacción de secuestro de electrones fotogenerados ( $e^{-}$ ) sobre la fotocorriente colectada en el circuito exterior. Se muestra la reacción de regeneración de los huecos ( $h^+$ ) en el sensibilizador (Agl).

# 1.3. Inhibición de la reacción de secuestro de carga fotogenerada en los fotoánodos de TiO<sub>2</sub>/Agl

Con la finalidad de inhibir el efecto negativo que la reacción de secuestro de carga en el electrolito tiene sobre la colección de fotocorriente en el circuito exterior (Figura 32), electrodos de tipo OTE/TiO<sub>2</sub>/AgI fueron químicamente modificados con ácido propiónico (PA, del inglés *propionic acid*). En este aspecto, se espera que los grupos carboxilo (COOH) del PA exhiban una afinidad química preferencial por la fracción de TiO<sub>2</sub> que en la película no está cubierta por AgI( $\theta_{TiO_2}$ ) [61].

La modificación de los fotoánodos se llevó a cabo sumergiéndolos en MeOH conteniendo 1mM de ácido propiónico (CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>COOH, J.T. Baker, 99%) durante 12h a 25°C. Una vez que este periodo termin a, los electrodos fueron secuencialmente enjuagados con MeOH y agua, y posteriormente insertados en

una celda de 3 electrodos que contenía una disolución 0.1M Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (J.T. Baker, 99.8%) + 1mM K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> (Merck, 99%) + 1mM K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> (J.T. Baker, 99.9%) a 25 $^{\circ}$ , que previamente fue deoxigenada burbujeando N<sub>2</sub> (Praxair, grado 4.8).

De esta manera, la fracción superficial de OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl recubierta con PA ( $\theta_{PA} \approx \theta_{TiO_2}$ ) fue estimada mediante espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS, por sus siglas en inglés *Electrochemical Impedance Spectroscopy*), aplicada con un potenciostato IM6 marca Zahner. En este aspecto, un electrodo de Ag|AgCl (3M NaCl) y un alambre de Pt fueron utilizados como electrodo de referencia y contraelectrodo, respectivamente. La frecuencia de la perturbación sinusoidal ( $\Delta E_{ac}$ =10mV) fue variada de 100kHz hasta 100mHz mientras que el potencial de circuito abierto del electrodo de trabajo  $E_{ocp}$  fue mantenido constante.

La Figura 34 muestra los espectros de EIS obtenidos para electrodos de OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl con (Figura 34B) y sin (Figura 34A) tratamiento de PA. Una comparación de ambas respuestas revela que el valor de la resistencia a la transferencia de carga (R<sub>ct</sub>) entre el par Fe(CN)<sub>6</sub><sup>3-</sup>| Fe(CN)<sub>6</sub><sup>4-</sup> y la superficie de los electrodos, es mayor en el caso de las superficies tratadas con PA (R<sub>ct,PA</sub>= 5362k $\Omega$ •cm<sup>2</sup>) que para las que no fueron modificadas (R°<sub>ct</sub>= 4369k $\Omega$ •cm<sup>2</sup>). De esta forma, la Ecuación 53 [62] permitió estimar  $\theta_{PA}$  en ~0.18, sugiriendo que las partículas de la fracción de TiO<sub>2</sub> no recubierta por Agl en los electrodos de OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl es menor al 20%.

$$\theta_{PA} = \frac{R_{ct,PA} - R_{ct}^0}{R_{ct,PA}}$$
(53)



**Figura 33.** Espectros de Nyquist obtenidos a 25°C para electro dos de tipo OTE/TiO<sub>2</sub>/AgI con (B) y sin (A) tratamiento de PA en 0.1M Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 1mM K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> + 1mM K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> a 25°C. Las componentes real e imaginaria fueron no rmalizadas al área del real.

Con la intención de explorar la respuesta fotovoltaica de los electrodos de OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl tratados con PA, nuevas celdas fotovoltaicas fueron ensambladas con estos electrodos. La Figura 35 muestra las curvas de descarga obtenidas para las celdas fotovoltaicas ensambladas con OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl tratado (Figura 35B) o no (Figura 35A) con PA (idéntica a la Figura 30A).



**Figura 34.** Curvas de descarga para fotoceldas ensambladas con electrodos de tipo OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl tratados (A) o no (B) con PA. Las fotocorrientes fueron normalizadas al área real corregida por  $(1-\theta_{PA})$ .

**Tabla IV.** Desempeño fotovoltaico de las fotoceldas ensambladas con electrodos de tipo OTE/TiO<sub>2</sub>/AgI tratadas o no con ácido propiónico (PA). Las fotocorrientes fueron normalizadas al área real.

Tratamiento con PA	E <sub>oc</sub> (V)	j <sub>sc</sub> (nA/cm²)	ff	ξ(%)
No	-0.30	245	0.33	0.20
Si	-0.45	206	0.36	0.26

La eficiencia de conversión global fue estimada mediante la Ecuación  $\xi(\%)=P_{max}/(0.82\times P_{input})$  que resulta de combinar las Ecuaciones 19 y 20 (Capítulo 1), donde  $P_{max}$  es la potencia máxima de salida de las fotoceldas y 0.82 corresponde a la corrección por transmitancia efectiva de la luz incidente que al atravesar el OTE. Por otro lado,  $E_{oc}$ ,  $j_{sc}$  y *ff* son el potencial a circuito abierto, la fotocorriente a corto circuito y el factor de llenado de las fotoceldas, respectivamente.

Una inspección más detenida de la Figura 35 y de la información fotovoltaica compilada en la Tabla IV, revela que mientras  $E_{OC}$  incrementa significativamente después del tratamiento de PA practicado a los fotoánodos de OTE/TiO<sub>2</sub>/AgI, las magnitudes de  $j_{sc}$  se mantienen prácticamente iguales. Este interesante resultado indica que la reacción de secuestro de carga recién fotogenerada no sólo ocurre en las zonas de TiO<sub>2</sub> exentas de AgI (18%), sino también en las que si lo están (82%).

Por lo tanto, aunque la reacción de secuestro de carga mostró un impacto negativo sobre la colección de fotocorriente en las fotoceldas estudiadas, la respuesta fotovoltaica global de estos dispositivos resultó ser significativamente alta, a pesar de que los procesos de fotocorrosión en el Agl son inherentes a la fotoexcitación de este semiconductor de badgap pequeño. Una explicación razonable a este fenómeno puede formularse asumiendo que los efectos de fotocorrosión en el Agl son inhibidos como resultado de su heterounión con el TiO<sub>2</sub> (semiconductor de bandgap amplio), tal como ha sido reportado para el CdS por ejemplo (sección 1.6.5., capítulo 1).

#### 1.4. Efecto del TiO<sub>2</sub> en la fotoestabilización del Agl

Con la finalidad de averiguar el efecto que el TiO<sub>2</sub> tiene sobre la fotoestabilidad del AgI, películas de este semiconductor fueron construidas siguiendo la metodología blade, pero utilizando ahora un sustrato de titanio debido a que su adherencia sobre OTE fue muy limitada. La Figura 36 muestra la curva de descarga obtenida para una fotocelda ensamblada con un electrodo de tipo Ti/AgI.

Una inspección realizada a esta figura indica que aunque se observa un  $E_{OC}$  cercano a -0.4V, las magnitudes de fotocorriente son significativamente menores que las otorgadas por una fotocelda que contiene un fotoánodo de

OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl. Este resultado denota que la heterounión del Agl con el TiO<sub>2</sub>, realmente refuerza la fotoestabilidad del primero.



**Figura 35.** Curvas de descarga para celdas ensambladas con electrodos tipo (A) OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl y (B) Ti/Agl. Las fotocorrientes fueron normalizadas en este caso al área geométrica.

#### 2. Conclusiones preliminares

Fueron construidas celdas fotovoltaicas con base en electrodos nanoparticulados de TiO<sub>2</sub> sensibilizados con Agl. Los resultados indican que el proceso de fotocorrosión del Agl se inhibe cuando este semiconductor de badgap pequeño forma una heterounión con el TiO<sub>2</sub>, que tiene un bandgap mucho más amplio. En consecuencia, las eficiencias de conversión global de las fotoceldas que contienen fotoánodos de tipo OTE/TiO<sub>2</sub>/Agl son significativamente mayores que las de aquellos dispositivos que contienen fotoánodos de tipo Ti/Agl. Asimismo, se observó que el proceso de secuestro de carga en el electrolito es significativamente mayor en la fracción de TiO<sub>2</sub> recubierta por el Agl, indicando que este evento es el responsable mayoritario de la pérdida en eficiencia de conversión global de los dispositivos construidos.



Conclusiones generales y perspectivas a futuro

#### 1. Conclusiones generales

En este trabajo de investigación se demostró que la fotoactivación o sensibilización de electrodos nanoparticulados de TiO<sub>2</sub> iluminados con luz visible, es posible empleando Agl. De esta manera, los electrodos de TiO<sub>2</sub> así modificados fueron empleados como fotoánodos de celdas solares tipo Grätzel, observándose una respuesta fotovoltaica significativa que permitió alcanzar el objetivo general de este proyecto.

En concordancia con las hipótesis planteadas, se encontró que la sensibilización de los fotoánodos de TiO<sub>2</sub> con Agl se debió a que la inyección de electrones en la banda de conducción del TiO<sub>2</sub> por un lado, y la regeneración de la forma oxidada del Agl por otro, son procesos termodinámicamente favorables y cinéticamente competitivos con las reacciones que dan lugar a la fotocorrosión del Agl.

Las eficiencias de conversión experimentales fueron relativamente bajas debido a que una fracción importante de carga fotogenerada en el AgI, es secuestrada por los iones triioduro contenidos en el electrolito de las fotoceldas. Asimismo, se observó que la heterounión del AgI con el TiO<sub>2</sub> permite inhibir de forma importante los efectos de fotocorrosión en el AgI.

#### 2. Perspectivas a futuro

A partir de los estudios y discusiones presentados en este trabajo de investigación las perspectivas de trabajo futuro se presentan a continuación.

Se demostró que las celdas solares sensibilizadas con Agl constituyen un dispositivo capaz de transformar la radiación solar en electricidad. No obstante, el aumento de sus eficiencias de fotoconversión es aún un reto a vencer.

Una solución viable para alcanzar esta meta, consiste en inhibir el secuestro de carga por los iones triioduro contenidos en el electrolito de nuestro dispositivo. Con tal efecto se podría construir una barrera cinética, de naturaleza orgánica o inorgánica, que recubra selectivamente las áreas de Agl que estén en contacto íntimo con el electrolito. Asimismo, es necesario encontrar metodologías que favorezcan mejores condiciones favorables de depósito para las películas de TiO<sub>2</sub>/Agl sobre los electrodos ópticamente transparentes.

## ANEXOS



loduro de plata (Agl) y Técnicas experimentales empleadas

#### 1. loduro de plata (Agl)

Existen varias formas polimórficas de Agl como función de su temperatura y las condiciones experimentales de obtención. Bajo condiciones atmosféricas normales, el Agl presenta dos formas polimórficas. Un tipo wurtzita hexagonal conocida como estructura  $\beta$ -Agl y otro de tipo blenda de zinc cúbica conocida como estructura  $\alpha$ -Agl. Por otro lado, bajo presión hidrostática el Agl muestra varios cambios de fase, por ejemplo, la estructura conocida como  $\alpha$ -Agl cúbica se modifica a tetragonal romboédrica dependiendo de la magnitud de la presión. Para las películas amorfas se ha observado que poseen una absorción óptica extraordinariamente grande, en comparación con las películas cristalinas. Asimismo, es aceptado que en presencia de un exceso de iones Ag<sup>+</sup> predomina la fase  $\alpha$ -Agl, mientras que un gran exceso de iones l<sup>-</sup> produce invariablemente la fase  $\beta$ -Agl.



Huecos posibles: 6 Oct.(1) + 6 tet.(T) +12 Trig( $\bullet$ ) = 24



Figura A-1. Estructuras cristalinas del Agl: a)  $\beta$ -Agl y b)  $\alpha$ -Agl.

#### 2. Técnicas empleadas.

La caracterización de un material se refiere al establecimiento de sus propiedades a partir de estudios físicos, químicos y estructurales. Existen para ello distintas técnicas de caracterización, que se eligen de acuerdo al interés que despierte dicho material. Una vez conocidas las características del material puede establecerse la naturaleza del mismo, así como sus posibles aplicaciones. En el presente trabajo, se utilizaron diferentes técnicas de caracterización para analizar las propiedades de las celdas tipo Grätzel y sus componentes. A continuación se describen de manera breve los principios básicos de las mismas.

#### 3. TÉCNICAS ÓPTICAS

#### 3.1. Difracción de rayos X (XRD)

La difracción es un fenómeno característico del movimiento ondulatorio que consiste en su dispersión cuando una perturbación ondulatoria interacciona con la materia altamente ordenado (un cristal por ejemplo). Este fenómeno ocurre con todo tipo de ondas, desde las sonoras hasta las electromagnéticas como la luz, que incluye por supuesto a los rayos X.

La Difracción de Rayos X (XRD) es uno de los fenómenos físicos que se producen al interaccionar un haz rayos X de una determinada longitud de onda, con una sustancia cristalina [63]. La técnica de XRD se basa en la dispersión coherente del haz de rayos X por parte de la materia y en la interferencia constructiva de las ondas que están en fase y que se dispersan en determinadas direcciones en el espacio. El dispositivo que produce éste fenómeno se llama rejilla de difracción.

El fenómeno de la difracción puede describirse con la Ley de Bragg, que predice la dirección en la que se da una interferencia constructiva entre haces de rayos X dispersados coherentemente por un cristal:

$$n\lambda = 2dsen\theta \tag{54}$$

donde *n* es un número entero,  $\lambda$  la longitud de onda de los rayos X incidentes en la muestra, *d* la distancia entre los planos de la red cristalina y  $\theta$  el ángulo de Bragg, que se forma entre los rayos y los planos de dispersión (Figura A-2).



**Figura A-2.** Esquema de los elementos de la Ley de Bragg. El cambio de fase de las ondas puede producir interferencia constructiva (izquierda) o interferencia destructiva (derecha). El parámetro  $2\theta$  se conoce como ángulo de Bragg.

Esta técnica es muy utilizada dentro de la comunidad científica para elucidar estructuras cristalinas, debido a su precisión y a la experiencia acumulada durante décadas. Su mayor inconveniente es la necesidad de trabajar con sistemas cristalinos, por lo que no es aplicable en disoluciones, sistemas biológicos *in vivo*, sistemas amorfos o gases.

#### 4. TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS

#### 4.1. Voltamperometría cíclica (CV)

La voltamperometría cíclica es una técnica que reviste gran importancia en el campo de la electroquímica, especialmente para estudios de procesos redox, mecanismos de reacción, propiedades electrocatalíticas y estudio de intermediarios de reacción. Esta técnica se basa en la aplicación de un barrido de potencial al electrodo de trabajo tanto en el sentido directo como en el inverso, es decir, realizando lo que se denomina barrido triangular de potencial, como se muestra en la Figura A-3. Este programa de potencial se inicia en el valor inicial  $E_i$  hasta un valor de inversión denominado  $E_i$ .

En este tipo de perturbación, a la pendiente de la variación de potencial con respecto al tiempo se conoce como velocidad de barrido (dE/dt). Cabe aclarar que no necesariamente el potencial final de barrido tiene que coincidir con el valor inicial, por lo que sería más adecuado mencionar que existen tres valores de potencial importantes. Estos son el potencial de circuito abierto o corriente nula  $E_{OC}$ , el potencial de corte anódico  $E_a$  y el potencial de corte catódico  $E_c$ . El barrido puede ser iniciado en cualquier sentido (anódico o catódico) y esta técnica permite repetir este ciclo las veces que sea necesario.



Figura A-3. Representación gráfica de la perturbación impuesta en la técnica de voltamperometria cíclica.

Para un sistema reversible donde los electrones se transfieren rápidamente, la respuesta corriente-potencial que se obtiene es similar a la presentada en la Figura A-4. Considerando que el barrido se inicia en el sentido anódico ( $R \rightarrow O$ ), se observa que al alcanzar el valor adecuado de potencial para que comience la reacción de oxidación, la corriente aumenta progresivamente hasta alcanzar un valor máximo llamado pico de corriente. Dado que la especie que reacciona es consumida totalmente en la superficie del electrodo, la corriente de oxidación cae a medida que se aumenta el potencial.



**Figura A-4.** Representación de un voltamperograma cíclico para un sistema redox reversible. La *R* representa a una especie reducida y la *O* a una especie oxidada.

Una vez alcanzado que el valor de potencial de corte anódico es alcanzado, el barrido de potencial es invertido y se obtiene un aumento de corriente catódica correspondiente a la reacción de reducción (O $\rightarrow$ R). El ciclo finaliza a un valor de potencial, en este caso, coincidente con el valor de potencial inicial. Dos valores importantes para el análisis del proceso de óxido-reducción, son las corrientes obtenidas en los máximos, llamados corriente de pico anódico  $i_{pa}$  y corriente de pico catódico  $i_{pc}$ .

Si un proceso de transferencia es muy rápido, la separación de los potenciales de pico anódico  $E_{pa}$  y potencial de pico catódico  $E_{pc}$  deben cumplir con la relación 55, a partir de la cual se esperaría que a 25 °C la separación de picos debería ser cercana a 60 mV/n. En consecuencia, el incremento en la separación de picos se traduciría en un proceso de transferencia electrónico cada vez más lento.

$$\Delta E = \left| E_{pa} - E_{pc} \right| = 2.303 \frac{RT}{nF} \tag{55}$$

#### 4.2. Espectroscopia de impedancia electroquímica.

La técnica de EIS ha sido empleada para el estudio de sistemas electroquímicos dado que estudia los fenómenos interfaciales en busca de una relación entre la corriente y el potencial. Una perturbación en la corriente en el potencial del electrodo del trabajo es impuesto, y la respuesta del sistema a estas perturbaciones es observada. En EIS se utiliza un potencial sinusoidal de pequeña amplitud  $|\Delta E|_{ac}$  superpuesto a un potencial de polarización constante  $E_{dc}$  (Ecuación 56),

$$E(t) = E_{dc} + |\Delta E|_{ac} Sen(\omega t)$$
(56)

donde  $E_{dc}$  corresponde al potencial impuesto al electrodo de trabajo con respecto a un electrodo de referencia apropiado,  $|\Delta E|_{ac}$  es la amplitud de onda sinusoidal y  $\omega$  es la frecuencia de la señal en rad/s.

Los sistemas electroquímicos generalmente presentan una un componente imaginario en su impedancia (Z) debido a su complejidad por lo pueden ser tratados con un conjunto de impedancias ordenadas en serie o paralelo. En este contexto, la impedancia de los experimentos de EIS es la impedancia de toda la celda electroquímica, y no únicamente la del trabajo del electrodo de trabajo.

Dada la complejidad de los sistemas reales, los datos de impedancia son analizados de acuerdo a modelos simplificados. Estos modelos son definidos de acuerdo a la compresión del fenómeno electroquímico del sistema y de los procesos que contribuyen a la repuesta del sistema proyectándolos mediante un circuito equivalente (un circuito de Randles) en términos de componentes eléctricos, denominados resistores y capacitores [64].

Para el análisis de datos, la impedancia puede ser graficada en una gran variedad de formas. Una manera muy común es a través de los diagramas Nyquist (Figura A-5), en el eje de las abscisas se reporta la parte real de la impedancia, mientras que la parte imaginaria se encuentra en el eje de las ordenadas. En el espectro de impedancia, el cual incluye un semicírculo en altas frecuencias, correspondiente al proceso de transferencia de electrones y la parte lineal perteneciente a bajas frecuencias que es resultante del proceso de difusión del proceso electroquímico. El diámetro del semicírculo representa la resistencia a la transferencia de carga, siendo un indicador de la velocidad en la cual los procesos de oxidación o reducción que se llevan a cabo en la superficie del electrodo [64].



**Figura A-5.** Diagrama de Nyquist donde  $R_s$  (resistencia del electrolito) y  $R_{tc}$  (Resistencia a la transferencia de carga).

#### **5. TÉCNICAS DE IMAGEN**

#### 5.1. Microscopia de Barrido Electrónico (SEM)

La Microscopia de Barrido Electrónico (SEM, por sus siglas en inglés *Scanning Electron Microscopy*) es usada principalmente para estudios topográficos de superficie donde la superficie de la muestra es examinada en tres dimensiones con alta resolución y alta magnificación, tanto en materiales

orgánicos como inorgánicos [65]. La resolución y la profundidad del campo por otro lado, presentan órdenes de magnitud mayores a los de un microscopio óptico.

Esta técnica consiste en hacer incidir un haz de electrones sobre la muestra y mediante un detector apropiado, registrar el resultado de esta interacción [64]. Cuando un haz de electrones incide sobre la superficie de un sólido, varios fenómenos como la reemisión de una parte de la radiación incidente, emisión de luz, emisión de electrones secundarios y rayos X tienen lugar (Figura A-6).

Por otro lado, las imágenes que se obtienen en el microscopio electrónico de barrido corresponden a electrones secundarios o electrones retro-dispersados tras la interacción con la muestra de un haz incidente de entre 5-30 keV. En este contexto, un mayor poder de penetración se obtiene cuando se aplica un mayor voltaje al haz, obteniéndose de esta manera la información de un área mayor de la muestra. En cuanto a la resolución, esta depende de distintos factores como el tamaño de haz de electrones, la cantidad de electrones secundarios o retro-dispersados y de la relación señal/ruido.

En cuanto a la señal de electrones retro-dispersados, su principal utilidad reside en que su emisión depende fuertemente del número atómico de los elementos contenidos en la muestra. Esto implica que dos partes de la muestra que tengan distinta composición se muestran con distinta intensidad aunque no exista diferencia topográfica entre ellas. Las zonas con elementos de menor número atómico se verán más oscuras que las zonas que tienen elementos con mayor número atómico.



**Figura A-6.** Señales emitidas por un material bombardeado con un haz de electrones **e**, donde **e1** son los electrones del haz primario o reflejados en la muestra y **e2** son los electrones arrancados a los átomos de la muestra por la acción de bombardeo del haz primario.

#### 6. Perfilometría

Es una técnica que permite medir espesores de películas así como la rugosidad. Los cambios más comunes son de 200 Å a 65 µm. La perfilometria puede considerarse como una medición a pequeña escala de las variaciones en la altura de una superficie física, la resolución horizontal depende del radio de la punta (Figura A-7). En esta técnica, un sensor electromagnético detecta el movimiento vertical de la punta una vez se desplaza horizontalmente a través de la muestra.



Figura A-7. Esquema de funcionamiento de un perfilómetro.

### REFERENCIAS



#### REFERENCIAS

- [1] A. Hagfeldt y M. Grätzel, Chem. Rev. 95 (1995) 49.
- [2] R. Vogel, P. Hoyer y H. Weller, *J. Phys. Chem. B* 98 (1994) 3183.
- [3] A.J. Bard, R. Memming y B. Miller, Pure Appl. Chem. 63 (1991) 569.
- [4] D.N. Furllong, D.E. Yates y T.W. Healy, en "Electrodes of Conductive Metallic Oxides" vol. 11 Part B (editadopor S. Trasatti), Amsterdam (1981) p. 394.
- [5] Y. Xu y M.A.A. Schoonen, Am. Mineral. 85 (2000) 543.
- [6] W.J. Albery y P.N. Bartlett, J. Electrochem. Soc. 131 (1984) 315.
- S. Piazza, M. Santamarina, C. Sunseri y F. Di Cuarto, *Electrochim. Acta* 48 (2003) 1105.
- [8] L.E. Brus, J. Phys. Chem. B 80 (1984) 4403.
- [9] A. Fujishima, T.N. Rao y D.A. Tryk, J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev. 1 (2000) 1.
- [10] B. O'Regan y M. Grätzel, *Nature* **353** (1991) 737.
- [11] A. Zaban, S.T. Aruna, S. Tirosh, B.A. Gregg y Y. Mastai, J. Phys. Chem. B 104 (2000) 4130.
- [12] M.R. Hoffmann, S.T. Martin, W. Choi y D.W. Bahmann, *Chem. Rev.* **95** (1995) 69.
- [13] G.P. Smestad y M. Grätzel, J. Chem. Educ.75 (1998) 752.
- [14] S. Kambe, K. Murakoshi, T. Kitamura, Y. Wada, S. Yanagida, H. Kominami y Y. Kera, Sol. Energy. Mater. Sol. Cells 61 (2000) 427.
- [15] E. Vigil, L. Saadoun, J.A. Ayllón, X. Doménech, I. Zumeta y R. Rodríguez-Clemente, *Thin Solid Films* 365 (2000) 12.
- [16] M. Okuya, K. Nakade, D. Osa, T. Nakano, G.R.A. Kumara y S. Kaneko, J. Photochem. Photobiol. A 164 (2004) 167.
- [17] A. Wahl y J. Augustynski, J. Phys. Chem. B 102 (1998) 7820.
- [18] J. H. Yum, S.-S.Kim, D.Y. Kim y Y.E. Sung, J. Photochem.Photobiol.A 173 (2005) 1.
- [19] S.-S. Kim, J.-H. Yum y Y.-E. Sung, J. Photochem. Photobiol. A 171 (2005) 269.
- [20] O. van der Biest, S. Put, G. Anné y J. Vleugels, J. Mater. Sci. 39 (2004) 779.
- [21] J. Will, M.K.M. Hruschka, L. Gubler y L.J. Gauckler, J. Am. Ceram. Soc. 84 (2001) 328.
- [22] H.C. Hamaker, Trans. Faraday Soc. (1940) 279.
- [23] C.H. Seaman, Solar Energy 29 (1982) 291.
- [24] M.K. Nazeeruddin, A. Kay, R. Rodicio, E. Humpry-Baker, E. Müller, P. Liska, N. Vlachopoulos y M. Grätzel, J. Am. Chem. Soc. 115 (1993) 6382.
- [25] S. Licht en "Encyclopedia of Electrochemistry" Vol. 6 (editadopor A.J. Bard y M. Stratmann, S. Licht), Wiley-VCH, Weinheim, 2002, p. 317.
- [26] W. West en "Proceedings of the Vogel Centennial Symposium" *Photogr.Sci. Eng.* **18** (1974) 35.
- [27] A. Hagfeldt, M. Grätzel, Acc. Chem. Res. 33 (2000) 269.

- [28] N. Vlachopoulos, P. Liska, J. Augustynski y M. Grätzel, J. Am. Chem. Soc. 110 (1988) 1216.
- [29] K. Tennakone, G.R.R.A. Kumara, I.R.M. Kottegoda y V.P.S. Perera, *Chem. Commun.* (1999) 15.
- [30] D. Matthews, P. Infelta y M. Grätzel, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 44 (1996) 119.
- [31] D. Cahen, G. Hodes, M. Grätzel, J.F. Guillemoles y I. Riess, J. Phys. Chem. B 104 (2000) 2053.
- [32] F.-T. Kong, S.-Y. Dai, K.-J. Wang, Adv. Optoelectronics 13 (2007) 75384.
- [33] L.M. Peter and D. Vanmaekelbergh en "Advances in Electrochemical Sciences and Engineering", R.C. Alkire and D.M. Kolb (Eds), Vol. 6, Wiley-VCH, Weinheim, 1999, p. 116
- [34] D.J. Fermín, E.A. Ponomarev y L.M. Peter, *J. Electroanal. Chem.* **473** (1999) 192.
- [35] L.M. Peter, D.J. Riley, E.J. Tull y K.G.U. Wijayantha, *Chem. Commun.* (2002) 1030.
- [36] P. Hoyer y R. Könenkamp, Appl. Phys. Lett. 66 (1995) 349.
- [37] S.-m. Yang, C.-h. Huang, J. Zhai, Z.-s. Wang y L. Jiang, J. Mater. Chem. 12 (2002) 1459.
- [38] A. Zaban, O.I. Mićić, B.A. Gregg y A.J. Nozik, Langmuir 14 (1998) 3153.
- [39] C. Nasr, R.H. Hotchandani, W.Y. Kim, R.H. Schmehl, P.V. Kamat, *J. Phys. Chem. B* **107** (1997) 7480.
- [40] P.S. Kumar, P.B. Dayal y C.S. Sunandana, Thin Solid Films 357 (1999) 111.
- [41] P.J. Rodney, "The photophysics of ionic semiconductors at low temperatures: silver bromide, silver iodide, and cuprous oxide", PhD dissertation, University of Rochester, New York, 1998, Ch. 1y5.
- [42] Toxicidad Si

CAS# 63148-62-9

Oral, rata: LD50 = 24 mg/kg

Toxicidad Agl (100%)

CAS# 7783-96-2

- Oral, rata: LD50: 2820 mg/kg
- [43] F. Fujishiro y S. Mochizuki, Solid State Ionics 180 (2009) 497.
- [44] F. Fujishiro y S. Mochizuki, J. Luminescence 112 (2005) 71.
- [45] C. Hu, J. Guo, J. Qu y X. Hu, Langmuir 23 (2007) 4982.
- [46] Y. Xu y M. Schoonen, American Mineralogist 85 (2000) 543.
- [47] D.A. Skoog, D.M. West, F. J. Holler y S.R. Crouch, *Química Analítica*, 7a. edición, McGraw-Hill, México D.F., 2003, Apéndice 1.
- [48] A. Ringbom, *"Formación de complejos en química analítica",* Alhambra, Madrid, 1979, p. 351.
- [49] A. Escobedo-Morales, E. Sánchez-Mora y U. Pal, *Rev. Mex. Fis. S.* 53 (2007) 18.
- [50] J.M. Nedeljkovic, R.C. Patel, P. Kaufman, C. Joyce-Pruden y N. O'Leary J. Chem. Educ., **70**, (1995) 50.
- [51] G.S. Hsiao, M.G. Anderson, S. Gorer, D. Harris, R.M. Penner, J. Am. Chem. Soc. 119 (1993) 342.
- [52] S. Chen, T. Ida y K. Kimura, *Chem. Commun.* (1997) 2301.

- [53] Z. Zheng, A.R. Liu, S.M. Wang, B.J. Huang, X.M. Ma, H.X. Zhao, D.P. Li y L.Z. Zhang, *Mater. Res. Bull.* **43** (2008) 2491.
- [54] J. Manríquez y L.A. Godínez, Thin Solid Films 515 (2007) 3402.
- [55] A. Dodd, A. McKinley, T. Tsuzuki y M. Saunders, J. Phys. Chem. Solids 68 (2007) 2341.
- [56] M. Grätzel, Curr. Opin. Colloid In. 4 (1999) 314.
- [57] P. Ktril, D. Fattakhova, L. Kavan, S. Burnside y M. Grätzel, Solid State Ionics 135 (2000) 101.
- [58] K.H. Reiman, K.M. Brace, T.J. Gordon-Smith, I. Nandharkumar, G.S. Attard, J.R. Owen, *Electrochem. Commun.* **8** (2006) 517.
- [59] U. López-García, O.A. Castellanos, L.A. Godínez y J. Manríquez, *J. Electrochem.Soc.* **158** (2011) F100.
- [60] D. Zhang, S.M. Lanier, J.A. Downing, J.L. Avent, J. Lum y L. McHale, *J. Photochem. Photobiol. A* **195** (2008) 72.
- [61] H. Park, E. Bae, J.-J. Lee, J. Park y W. Choi, *J. Phys. Chem. B* **110** (2006) 8740.
- [62] H. Tokuhisa, M. Zhao, L.A. Baker, V.T. Phan, D.L. Dermody, M.E. Garcia, R.F. Peez, R.M. Crooks, T.M. Mayer, J. Am. Chem. Soc. 120 (1998) 4492.
- [63] D.R. Askeland, *"La Ciencia e Ingeniería de los Materiales"*, Grupo editorial Iberoamericana, México DF, 1987, p.49.
- [64] L. Reimer, "Scanning electron microscopy", Springer-Verlag, Berlin, 1985.
- [65] J. Ojeda, "Métodos de Microscopia Electrónica de Barrido", Gráficas Calima, Santander, 1997, p.23